PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-275432

(43) Date of publication of application: 06, 10, 2000

(51) Int. CI.

GO2B 5/28 GO2B 1/11

G02B 5/20 GO9F 9/00

(21) Application number : 2000-008610

(71) Applicant: MITSUI CHEMICALS INC

(22) Date of filing:

18. 01. 2000

(72) Inventor: OKAMURA TOMOYUK!

YAMAZAKI FUMIHARU KOIKE KATSUHIKO

FUKUDA SHIN NISHIMOTO TAIZO MISAWA TSUTAYOSHI

(30) Priority

Priority number: 11013692

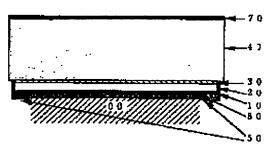
Priority date : 22.01.1999

Priority country: JP

(54) DISPLAY FILTER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve color purity and contrast of a luminescent color and to provide a display filter having good transmission characteristic, transmittance, reflectance of visible radiation without largely impairing luminance and visibility, by forming it from a transparent conductive layer with a specific surface resistance and a coloring material layer, and setting a minimum transmittance at a specific wavelength within a specific range of a maximum transmittance at a different specific wavelength. SOLUTION: This display filter comprises at least a transparent conductive layer 10 with 1-10 Ω / (square) surface resistance and a coloring material layer, and a minimum transmittance at 580-605 nm wavelength is 20-85% of a maximum transmittance at 615-640 nm wavelength. A PET film (thickness: 75 µm) is used as a transparent substrate 20, and a SnO2 thin film, a silver thin



film, a silver-palladium alloy thin film are laminated on one of the main surfaces of the substrate to form the transparent conductive layer 10 to obtain a sputtered film. As a transparent support body 40 as the coloring material layer, adding an

BEST AVAILABLE COPY

organic coloring material and an ultraviolet absorbent provides 3 mm thick polymethyl methacrylate plate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21, 03, 2000

[Date of sending the examiner's decision

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3311720

[Date of registration]

24.05.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-275432 (P2000-275432A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

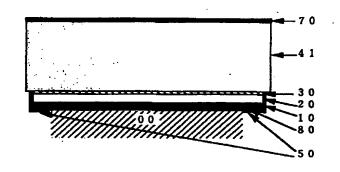
(51) Int.Cl.7		識別記号	FI			テーマコード(参考)	
G 0 2 B	5/28		G02B 5	/28			
	1/11		5,	/20	101		
	5/20	101	G09F 9	/00	3072	Z	
G09F	9/00	307			3094	A	
		3 0 9	G02B 1	/10	Α		
			審查請求	有	請求項の数11	OL (全23頁	
(21)出廣番号		特膜2000-8610(P2000-8610)	(,,	000005	887 学株式会社		
(22)出願日		平成12年1月18日(2000.1.18)	l .	東京都 岡村	千代田 <mark>区段</mark> が関三 友之	三丁目2番5号	
(31)優先権主張番号		特願平11-13692		千葉県	袖ヶ浦市長浦580	番地32 三井化学	
(32)優先日	f	平成11年1月22日(1999.1.22)	,	株式会	社内		
(33)優先権主	張国	日本(JP)	(72)発明者	山▲崎	▼ 文晴		
				千葉県 株式会		番地32 三井化学	
			(72)発明者	小池	勝彦		
				千葉県	袖ヶ浦市長浦580	番地32 三井化学	
				株式会	社内		
						最終頁に続	

(54) 【発明の名称】 ディスプレイ用フィルター

(57)【要約】

【課題】プラズマディスプレイ用フィルターとしてカラープラズマディスプレイの発光色の色純度及びコントラストを向上させつつ、輝度・視認性を著しく損なわない優れた透過特性、透過率、可視光線反射率を有したディスプレイ用フィルターを得る。

【解決手段】1~100/□の透明導電層と色素層を設け、波長580~605nmにおる最小透過率を波長615~640nmにおける最大透過率の20~85%とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも、面抵抗1~100/□の透 明導電層と、色素層とからなり、波長580~605 n mにおける最小透過率が波長615~640 nmにおけ る最大透過率の10~85%であることを特徴とするデ ィスプレイ用フィルター。

1

【請求項2】 波長450~480nmにおける最大誘 過率、波長510~535nmにおける最大透過率、波 長615~640nmにおける最大透過率が、それぞれ 45%~85%であることを特徴とする請求項1記載の ディスプレイ用フィルター。

【請求項3】 波長540~580nmにおける最小透 過率が波長510~535nmにおける最大透過率の1 0~90%であることを特徴とする請求項1又は請求項 2のいずれかに記載のディスプレイ用フィルター。

【請求項4】 波長520~540nmにおいて、波長 が長くなると透過率が単調減少することを特徴とする請 **求項1乃至請求項3のいずれかに記載のディスプレイ用** フィルター。

【請求項5】 波長480~510nmにおける最小透 20 過率が、波長450~480nmにおける最大透過率及 び/又は波長510~535nmにおける最大透過率の 50~90%であることを特徴とする請求項1乃至請求 項4のいずれかに記載のディスプレイ用フィルター。

【請求項6】 上記透明導電層が、透明基体(A)の少 なくとも一方の主面上に形成される、高屈折率透明薄膜 層(B)および金属薄膜層(C)が透明基体(A)から 順次、(B)/(C)を繰返し単位として1~4回繰り 返し積層され、さらにその上に少なくとも該高屈折率透 明薄膜層(B)が積層されてなる透明導電膜であること を特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の ディスプレイ用フィルター。

【請求項7】 透明支持体(D)が、粘着材(E)を介 して形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求 項6のいずれかに記載のディスプレイ用フィルター。

【請求項8】 反射防止性、防眩性、反射防止防眩性、 帯電防止性、アンチニュートンリング性、ガスパリア 性、ハードコート性、防汚性から少なくとも1つ選ばれ る機能を有する機能性透明層(F)が、直接または粘着 材(E)を介して形成されていることを特徴とする請求 項1乃至請求項7のいずれかに記載のディスプレイ用フ ィルター。

【請求項9】 色素層が、色素を含有する透明基体 (A)、色素を含有する透明支持体(D)、色素を含有 する粘着材(E)、色素を含有する機能性透明層

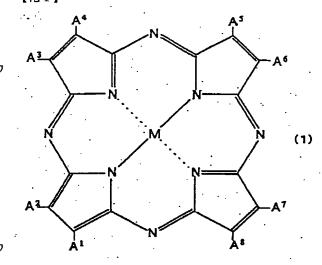
(F)、の少なくとも一つ以上からなることを特徴とす る請求項1乃至請求項8のいずれかに記載のディスプレ イ用フィルター。

【請求項10】 色素は1種類以上の色素であり、その少

とを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載のディ スプレイ用フィルター。

【請求項11】 テトラアザポルフィリン化合物が式 (1) 〔化1〕で表される色素であることを特徴とする 請求項10記載のディスプレイ用フィルター。

【化1】



[式(1)中、 $A^1 \sim A^8$ は、各々独立に、水素原子、 ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ア ミノ基、カルボキシル基、スルホン酸基、炭素数1~2 0のアルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシ基、 アルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基、モノアル キルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アラルキル基、ア リール基、ヘテロアリール基、アルキルチオ基、又は、 アリールチオ基を表わし、A¹とA²、A³とA⁴、A 5 と A^{6} 、 A^{7} と A^{8} は各々独立に連結基を介して、芳 香族環を除く環を形成しても良く、Mは2個の水素原 子、2価の金属原子、3価1置換金属原子、4価2置換 金属原子、 又はオキシ金属原子を表わす。]

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ用フ ィルターに関し、さらに詳しくは、プラズマディスプレ イ用フィルターとしてカラープラズマディスプレイの発 光色の色純度及びコントラストを向上させつつ、輝度・ 視認性を著しく損なわない優れた透過特性、透過率、可 視光線反射率を有し、さらにまた、プラズマディスプレ イから発生する、健康に害をなすといわれている電磁波 を遮蔽する電磁波シールド能、及び、周辺電子機器の誤 操作をまねく近赤外線を遮断する近赤外線カット能を兼 ね備えたディスプレイ用フィルターに関する。

[0002]

【従来の技術】社会が高度に情報化されてくるにしたが って、光エレクトロニクス関連部品、機器は著しく進 歩、普及している。そのなかでディスプレイはテレビジ なくとも一つがテトラアザポルフィリン化合物であるこ 50 ョン用、パーソナルコンピューター用等として著しく普

及し、また、その薄型化、大型薄型化が進んでいる。近年、大型の薄型テレビ、薄型ディスプレイ用途等に、プラズマディスプレイが注目され、すでに市場に出始めている。しかしプラズマディスプレイは、その構造や動作原理上、強度の漏洩電磁界が発生する。近年、漏洩電磁界の人体や他の機器に与える影響が取り沙汰されるようなっており、例えば日本のVCCI(Voluntary Control Council for Interference by data processing equipment electronic office machine)による基準値内に

【0003】またプラズマディスプレイは、近赤外線光を発し、コードレスフォン等の周辺電子機器に作用して誤動作を引き起こす問題が生じている。特に問題になる波長としてリモコンや伝送系光通信に使用されている820nmと880nm、980nmが挙げられる。そのため、近赤外領域である800~1000nmの波長領域の光を実用上問題ないレベルまでカットする必要がある。

【0004】近赤外線カット能に関しては、従来、近赤

外線吸収色素を用いて近赤外吸収フィルターを作製する

ことが知られている。しかしながら、近赤外線吸収色素

は、湿度、熱、光といった環境による劣化が生じ、経時

抑えることが必要となってきている。

とともに近赤外線カット能やディスプレイ用フィルター の透過色といった光学特性の変化が生じてしまう問題が あった。さらにプラズマディスプレイは、広い近赤外線 波長領域に渡って問題となる強度の近赤外線を発するた め、広い波長領域に渡って近赤外領域の吸収率の大きい 近赤外吸収フィルターを使用する必要があるが、問題と ならない程度まで近赤外線の透過率を下げるためには、 ディスプレイ用フィルターに含有させる近赤外線色素の 量を増やさなければならず、それに伴う、可視光線透過 率の低下も問題であった。電磁波遮蔽等を目的とした部 材形成による透過率の低下もあるので、ディスプレイ用 フィルターはさらに低い透過率のものとなってしまう。 【0005】漏洩電磁界(電磁波)を遮蔽するには、デ ィスプレイ表面を導電性の高い導電物でおおう必要があ る。一般にアースした金属メッシュまたは、合成繊維ま たは金属繊維のメッシュに金属被覆したもの、または、 金属膜を形成後に例えば格子状のパターンにエッチング 処理した導電性格子状パターン膜を用いるが、これらの 導電性メッシュや導電性格子パターン膜は、ディスプレ イから発する光を透過しない部分が生じたり、モワレ発 生、歩留りの悪さによるコスト高などが問題となる。そ こでITO (Indium Tin Oxide) に代表される透明導電 膜を電磁波シールド層に用いる場合がある。透明導電膜 としては、金、銀、銅、白金、パラジウムなどの金属薄 膜、酸化インジウム、酸化第2スズ、酸化亜鉛等の酸化 物半導体薄膜、金属薄膜と高屈折率透明薄膜を交互に積 層した多層薄膜がある。この中で、金属薄膜は、導電性

は得られるが、広い波長領域にわたる金属の反射及び吸収により可視光線透過率の高いものは得られない。ま

た、酸化物半導体薄膜は金属薄膜に比べ透明性に優れる が導電性に劣り、また近赤外線の反射能は乏しい。

4

【0006】カラープラズマディスプレイは、希ガスの 直流または交流放電により発生する真空紫外光で励起発 光する(Y, Gd, Eu) BO 3 等の赤色(R) 発光蛍光体、(Zn、M n) 2 SiO 4 等の緑色 (G) 発光蛍光体、(Ba、Eu) MgAl 100 17: EU等の青色 (B) 発光蛍光体が、画素を構成する表 示セルに形成されている。蛍光体は、色純度の他に放電 セルへの塗布性、残光時間の短さ、発光効率、耐熱性等 10 を指標に選定されており、実用化されている蛍光体はそ の色純度に改良を要するものが多い。特に赤色発光蛍光 体の発光スペクトルは、波長580nmから700nm 程度までにわたる数本の発光ピークを示しており、比較 的強度な短波長側の発光ピークは黄~オレンジ色の発光 であるので赤色発光がオレンジがかった色純度の良くな いものとなってしまう問題がある。希ガスにXeとNe の混合ガスを用いた場合、Ne励起状態の発光緩和によ るオレンジ色発光も同様に色純度を落としてしまう。ま た、青色発光や緑色発光はプロードなバンドであり、ピ 20 一ク波長と、そのプロードさ、すなわち不必要な発光 が、色純度を下げる要因となっている。

【0007】色純度の高さは、例えば国際照明委員会 (CIE) が定めた横軸色度 x, 縦軸色度 y で色相と彩度を表す座標系において、RGB三色を頂点とした三角形の広さで示す色再現範囲の広さで表すことができる。色純度の低さからプラズマディスプレイの発光の色再現範囲はNTSC (National Television System Committee) 方式で定めているRGB三色の色度が示す色範囲より通常狭い。

30 【0008】また、表示セル間での発光の滲み出しに加えて、各色の発光が広い範囲にわたって不必要な光を含んでおり必要な発光が際立たないことは、色純度だけではなくプラズマディスプレイのコントラストを下げる要因にもなっている。さらに、プラズマディスプレイは一般に室内照明等による外光が存在する明時においては暗時に比べコントラストが悪くなる。これは、蛍光体等が外光を反射し不必要な光が必要な光を際立たせなくするために起きる。プラズマディスプレイパネルのコントラスト比は、暗示は100~200、周囲照度1001×40程度の明時は10~30であり、その向上が必要とされている。また、コントラストが低いことも色再現範囲を狭くしている。

【0009】色素を用いてディスプレイの色純度を改善する試みとしては、例えば特開昭58-153904、特開昭60-22102、特開昭59-221943があり、実際、特開昭58-153904ではプラズマ表示パネル(プラズマディスプレイパネル)への適用について言及している。しかしながら、これら先行技術ではプラズマディスプレイパネルに用いる際に必須となる電50 磁波シールドとしての透明導電層との組み合わせについ

ては何ら言及はない。また本発明で用いている色素に対する具体的な言及もない。特開昭 58-153904で開示されている色素は、実施例が示すスペクトルからも分かるように、不要発光のみならず、好適な発光の低減量すなわち吸収量も無視できない量である。従って、特に透明導電層と組み合わせたときには、発光色の色純度の向上と発光輝度の両立には、開示されている色素は不十分である。

【0010】プラズマディスプレイ用フィルターは、プラズマディスプレイから放射される近赤外線、電磁波を遮断するためにディスプレイの前面に設置する。コントラストを向上させるためには、可視光線透過率を下げて、蛍光体における外光反射等の透過を少なくする方法があるが、可視光線透過率が著しく低いと、輝度・画像の鮮明さが低下することになる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記 従来技術に鑑み、プラズマディスプレイ用フィルターと して、カラープラズマディスプレイの発光色の色純度及 びコントラストを向上させつつ、輝度・視認性を著しく 損なわない優れた透過特性、透過率、可視光線反射率を 有し、さらにまた、プラズマディスプレイから発生す る、健康に害をなすといわれている電磁波を遮蔽する電 磁波シールド能、及び、周辺電子機器の誤操作をまねく 近赤外線を遮断する近赤外線カット能を兼ね備えたディ スプレイ用フィルターを提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の問 題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、プラズマデ ィスプレイから発生する非常に強度な電磁波を遮蔽する ことができるディスプレイ用フィルターを得るために は、1~10Ω/□の透明導電層が必要であり、波長5 80~605nmにおける最小透過率が波長615~6 40 nmにおける最大透過率の20~85%であるディ スプレイ用フィルターは、プラズマディスプレイの発光 色の色純度及びコントラストを向上させることができる ことを見い出し、本発明に到った。すなわち、本発明 は、(1)少なくとも、面抵抗1~10Ω/□の透明導 電層と、色素層とからなり、波長580~605nmに おける最小透過率が波長615~640nmにおける最 40 大透過率の10~85%であることを特徴とするディス プレイ用フィルター、(2)波長450~480nmに おける最大透過率、波長510~535nmにおける最 大透過率、波長615~640nmにおける最大透過率 が、それぞれ45%~85%であることを特徴とする (1) に記載のディスプレイ用フィルター、(3) 波長 540~580nmにおける最小透過率が波長510~ 535nmにおける最大透過率の10~90%であるこ とを特徴とする(1)又は(2)のいずれかに記載のデ

6 mにおいて、波長が長くなると透過率が単調減少するこ とを特徴とする(1)乃至(3)のいずれかに記載のデ ィスプレイ用フィルター、(5)波長480~510n mにおける最小透過率が、波長450~480nmにお ける最大透過率及び/又は波長510~535nmにお ける最大透過率の50~90%であることを特徴とする (1) 乃至(4) のいずれかに記載のディスプレイ用フ ィルター、(6)上記透明導電層が、透明基体(A)の 少なくとも一方の主面上に形成される、高屈折率透明薄 ら順次、(B)/(C)を繰返し単位として1~4回繰 り返し積層され、さらにその上に少なくとも該高屈折率 透明薄膜層(B)が積層されてなる透明導電膜であるこ とを特徴とする(1)乃至(5)のいずれかに記載のデ ィスプレイ用フィルター、(7)透明支持体(D)が、 粘着材(E)を介して形成されていることを特徴とする (1) 乃至(6) のいずれかに記載のディスプレイ用フ ィルター、(8)反射防止性、防眩性、反射防止防眩 性、帯電防止性、アンチニュートンリング性、ガスバリ 20 ア性、ハードコート性、防汚性から少なくとも1つ選ば れる機能を有する機能性透明層(F)が、直接または粘 着材(E)を介して形成されていることを特徴とする (1) 乃至(7) のいずれかに記載のディスプレイ用フ ィルター、(9)色度補正層が、色素を含有する透明基 体(A)、色素を含有する透明支持体(D)、色素を含 有する粘着材(E)、色素を含有する機能性透明層 (F)、の少なくとも一つ以上からなることを特徴とす る(1)乃至(8)のいずれかに記載のディスプレイ用 フィルターに関するものである。(10) 色素は1種類 30 以上の色素であり、その少なくとも一つがテトラアザポ ルフィリン化合物であることを特徴とする請求項1乃至 9のいずれかに記載のディスプレイ用フィルター。(1

2〕で表される色素であることを特徴とする(10)記載のディスプレイ用フィルター。

1) テトラアザポルフィリン化合物が式(1) 〔化

[0013]

【化2】

 A^{3} A^{4} A^{5} A^{6} A^{7} A^{7} A^{7} A^{1} A^{2} A^{3} A^{4} A^{5} A^{6} A^{7} A^{7} A^{1} A^{2} A^{3} A^{4} A^{5} A^{6} A^{7} A^{7} A^{1} A^{2} A^{3} A^{4} A^{5} A^{7}

[式(1)中、 $A^1 \sim A^8$ は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、スルホン酸基、炭素数 $1\sim 2$ 0のアルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシ基、アルコキシオ・アリールオキシ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アラルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルキルチオ基、又は、アリールチオ基を表わし、 A^1 と A^2 、 A^3 と A^4 、 A^5 と A^6 、 A^7 と A^8 は各々独立に連結基を介して、芳香族環を除く環を形成しても良く、Mは2個の水素原子、2価の金属原子、3価1置換金属原子、4価2置換金属原子、又はオキシ金属原子を表わす。]

[0014]

【発明の実施の形態】本発明のディスプレイ用フィルターは、少なくとも、面抵抗1~10Ω/□の透明導電層と、色素層からなり、波長580~605nmにおける最小透過率が波長615~640nmにおける最大透過率の20~85%であることを特徴とするものである。

【0015】本発明における透明導電層とは、透明基体 (A)の主面上に形成する単層または多層薄膜からなる 透明導電膜1つ以上からなるものである。透明基体

(A) に透明導電層を形成して透明導電性積層体とする。単層の透明導電膜としては、前述した導電性メッシュや導電性格子状パターン膜、金属薄膜や酸化物半導体薄膜があるが、電磁波シールド能、近赤外線カット能を有するディスプレイ用フィルターを得るためには、電磁波吸収のための高い導電性と電磁波反射のための反射界面を多く有する、金属薄膜と高屈折率透明薄膜を積層した多層薄膜は、銀などの金属の持つ導電性及びその自由電子による近赤外線反射特性と、高屈折率透明薄膜を積層した多層薄による近赤外線反射特性と、高屈折率透明薄膜の、ある波長領域における金属による反射の防止により、導電性、近赤外線カット能、可視光線透過率のいずれにおいても好ましい特性を有している。

【0016】透明基体(A)としては、ガラス、石英等 50 い。

の無機化合物成形物と透明な有機高分子成形物があげら れるが、高分子成形物は軽く割れにくいため、より好適 に使用できる。高分子成形物は可視波長領域において透 明であればよく、その種類を具体的にあげれば、ポリエ チレンテレフタレート、ポリエーテルサルフォン、ポリ スチレン、ポリエチレンナフタレート、ポリアリレー ト、ポリエーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン6等のポリア ミド、ポリイミド、トリアセチルセルロース等のセルロ 10 ース系樹脂、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレ ン等のフッ素系樹脂、ポリ塩化ビニル等のビニル化合 物、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸エステル、ポリア クリロニトリル、ビニル化合物の付加重合体、ポリメタ クリル酸、ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ビニリ デン等のビニリデン化合物、フッ化ビニリデン/トリフ ルオロエチレン共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重体 等のピニル化合物又はフッ素系化合物の共重合体、ポリ エチレンオキシド等のポリエーテル、エポキシ樹脂、ポ リビニルアルコール、ポリビニルブチラール等が挙げら 20 れるが、これらに限定されるものではない。これら透明 な高分子成形物は、主面が平滑であれば板(シート)状 であってもフィルム状であってもよい。シート状の高分 子成形物を基体として用いた場合には、基体が寸法安定 性と機械的強度に優れているため、寸法安定性と機械的 強度に優れる透明導電性積層体が得られ、特にそれが要 求される場合には好適に使用できる。また透明な高分子 フィルムは可撓性を有しており透明導電膜をロール・ツ ー・ロール法で連続的に形成することができるため、こ れを使用した場合には効率よく、また、長尺大面積に透 明導電性積層体を生産できることや、フィルム状の透明 導電性積層体をディスプレイのガラスやディスプレイ用 フィルターのガラス支持体に貼り付けることによりガラ ス破損時の飛散防止になることから、これもまた好適に 使用できる。この場合フィルムの厚さは通常10~25 Ο μ m のものが用いられる。フィルムの厚さが10μm以 下では、基材としての機械的強度に不足し、250 um 以上では可撓性が不足するためフィルムをロールで巻き とって利用するのに適さない。

【0017】これらの基体はその表面に予めスパッタリング処理、コロナ処理、火炎処理、紫外線照射、電子線照射などのエッチング処理や、下塗り処理を施してこの上に形成される透明導電膜の透明基体 (A) に対する密着性を向上させる処理を施してもよい。透明基体 (A) と透明導電膜の間に任意の金属などの無機物層を形成してもよい。また、透明導電膜を成膜する前に、必要に応じて溶剤洗浄や超音波洗浄などの防塵処理を施してもよい。透明導電性積層体の耐擦傷性を向上させるために透明基体 (A) と薄膜層の間、または、透明導電膜が形成されない他方の主面にハードコート層が形成されても良

【0018】 VCCIにおいては、工業用途の規制値を示すClass 1では放射電界強度 $50dB_{\mu}V/m$ 未満であり、家庭用途の規制値を示すClass 2では $40dB_{\mu}V/m$ 未満であるが、プラズマディスプレイの放射電界強度は $20\sim90$ MHz 帯域内で、対角 20 インチ型程度で $40dB_{\mu}V/m$ 、対角 40 インチ型程度で $50dB_{\mu}V/m$ を越えているため、このままでは家庭用途には使用できない。プラズマディスプレイの放射電界強度は、その画面の大きさ及び輝度、すなわち、消費電力が大きいほど、強く、シールド効果の高い電磁波シールド材が必要である。

【0019】本発明者らは、高い可視光線透過率と低い可視光線反射率に加えプラズマディスプレイに必要な電磁波シールド能を有するには、電磁波シールド体となる透明導電層が、面抵抗10~10/口の低抵抗な導電性を有していることが必要なことを見出した。なお、本発明における可視光線透過率、可視光線反射率とは、透過率及び反射率の波長依存性からJIS(R-3106)に従って計算されるものである。

【0020】また、プラズマディスプレイの発する強度 の近赤外線を実用上問題とならないレベルまで遮断する には、ディスプレイ用フィルターの800~1000mm の近赤外線波長領域の光線透過率を20%以下にするこ とが好適であることを見いだしたが、部材数低減の要求 や色素を用いた近赤外線吸収の限界から透明導電層が近 赤外線カット性を持つことが望ましい。近赤外線カット には、金属の自由電子による反射を用いることができる が、金属薄膜層を厚くすると前述したように可視光線透 過率も低くなり、薄くすると近赤外線の反射が弱くな る。そこで、ある厚さの金属薄膜層を高屈折率透明薄膜 層で挟み込んだ積層構造を1段以上重ねることにより、 可視光線透過率を高くし、かつ全体的な金属薄膜層の厚 さを増やすことができ、また、層数及び/またはそれぞ れの層の厚さを制御することにより可視光線透過率、可 視光線反射率、近赤外線の透過率、透過色、反射色をあ る範囲で変化させることができる。可視光線反射率が高 いと、画面への照明器具等の映り込みが大きくなり、視 認性とコントラスト及び色純度が低下する。反射色も目 立たない、白色、青色、紫色系が好ましい。このために も、光学的に設計、制御しやすい多層積層が好ましくな

【0021】以下、多層薄膜とは、特に記載がない限り、金属薄膜層を高屈折率透明薄膜層で挟み込んだ積層構造を1段以上重ねた多層積層の透明導電膜を示す。すなわち、透明基体(A)の一方の主面上に高屈折率透明薄膜層(B)、金属薄膜層(C)の順に、(B)/

(C) を繰り返し単位として1回以上繰り返し積層し、 さらにその上に少なくとも高屈折率透明薄膜層(B)を 積層することによって、電磁波シールド能のための低抵 抗性、近赤外線カット能、透明性、可視光線反射率に優 50

れた透明導電膜が形成された透明導電性積層体が得られるのである。プラズマディスプレイ用のディスプレイ用フィルターには、繰り返し積層数は $1 \mod 4 \mod$ が好適である。つまり、(A) / (B) / (C) / (B)、または、(A) / (B) / (C) / (B) / (C) /

10

- (B) 、 または、 (A) / (B) / (C) / (B) /
- (C) / (B) / (C) / (B) 、 または、 (A) /
- (B) / (C) / (B) / (C) / (B) / (C) /

(B) / (C) / (B) である。繰り返し積層数が5回 以上だと生産装置の制限、生産性の問題が大きくなり、また、可視光線透過率の低下と可視光線反射率の増加が生じる。生産装置の制限等により、繰り返し回数が1回及至2回の透明導電性積層体しか得られない場合等に、さらに強度な電磁波や近赤外線を遮断する必要がある場合は、上記透明導電性積層体を2枚以上重ねる等して、2つ以上の透明導電膜を有する光学フィルターとすることもできる。後述の透明支持体(D)に透明導電膜を2つ以上形成する場合は、透明支持体の両主面に貼合しても良いし、一方の主面に重ねて貼合しても良い。また、20 透明基体(A)の両主面に透明導電膜を形成しても、また、20 透明基体(A)の両主面に透明導電膜を形成しても良い。電磁波シールド性の為には、2つ以上の透明導電膜を形成しても、そのいずれからも電気的接触を得られることが肝要である。生産性の問題からも透明導電膜は多

くとも2つが好ましい。

【0022】本発明におけるところの透明導電層とは、 1つ以上の透明導電膜からなるものであり、2つ以上の 透明導電膜からなる透明導電層の面抵抗とは、合成面抵 抗である。金属薄膜(C)の材料としては、銀が、導電 性、赤外線反射性および多層積層したときの可視光線透 過性に優れているため好適である。しかし、銀は化学 的、物理的安定性に欠け、環境中の汚染物質、水蒸気、 熱、光等によって劣化するため、銀に金、白金、パラジ ウム、銅、インジウム、スズ等の環境に安定な金属を一 種以上含んだ合金やこれら環境に安定な金属も好適に使 用できる。特に金やパラジウムは耐環境性、光学特性に 優れ好適である。ここで、銀を含む合金の銀の含有率 は、特に限定されるものではないが銀薄膜の導電性、光 学特性と大きく変わらないことが望ましく、50重量% 以上100重量%未満程度である。しかしながら、銀に 40 他の金属を添加すると、その優れた導電性、光学特性を 阻害する。従って、複数の金属薄膜層を有する場合は、 可能であれば少なくとも1つの層は銀を合金にしないで 用いることや、基体から見て最初の層及び/又は最外層 にある金属薄膜層のみを合金にすることが望ましい。全 金属薄膜層が、銀からなる場合、優れた導電性および光 学特性を有する透明導電層が得られるが、耐環境性が十 分ではない。

【0023】金属薄膜層の厚さは導電性、光学特性等か ら光学散計的かつ実験的に求められ、透明導電層が要求 特性を持てば特に限定されるものではないが、導電性等 から薄膜が島状構造ではなく連続状態であることが必要なので4nm以上であることが望ましく、金属薄膜層が厚すぎると透明性が問題になるので30nm以下が望ましい。金属薄膜層が複数ある場合は、各層が全て同じ厚さとは限らず、全て銀あるいは同じ銀を含む合金でなくともよい。金属薄膜層の形成には、スパッタリング、イオンプレーティング、真空蒸着、メッキ等、従来公知の方法のいずれでも採用できる。

【0024】高屈折率透明薄膜層 (B) を形成する透明 薄膜としては、可視域において透明性を有し、金属薄膜 層の可視域における光線反射を防止する効果を有するも のであれば特に限定されるものではないが、可視光線に 対する屈折率が1.6以上、好ましくは1.8以上、さ らに好ましくは2. 0以上の屈折率の高い材料が用いら れる。このような透明薄膜を形成する具体的な材料とし ては、インジウム、チタン、ジルコニウム、ピスマス、 スズ、亜鉛、アンチモン、タンタル、セリウム、ネオジ ウム、ランタン、トリウム、マグネシウム、ガリウム等 の酸化物、または、これら酸化物の混合物や、硫化亜鉛 などが挙げられる。これら酸化物あるいは硫化物は、金 属と酸素あるいは硫黄と化学量論的な組成にズレがあっ ても、光学特性を大きく変えない範囲であるならば差し 支えない。なかでも、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化イン ジウムや酸化インジウムと酸化スズの混合物(ITO) は、透明性、屈折率に加えて、成膜速度が速く金属薄膜 層との密着性等が良好であることから好適に使用でき る。高屈折率透明薄膜層の厚さは、透明基体の光学特 性、金属薄膜層の厚さ、光学特性、および、透明薄膜層 の屈折率等から光学設計的かつ実験的に求められ、特に 限定されるものではないが、5nm以上200mm以下であ ることが好ましく、より好ましくは10nm以上100nm 以下である。また、高屈折率透明薄膜第1層・・・第n +1層(n≥1)は、同じ厚さとは限らず、同じ透明薄 膜材料でなくともよい。高屈折率透明薄膜層の形成に は、スパッタリング、イオンプレーティング、イオンピ ームアシスト、真空蒸着、湿式塗工等、従来公知の方法 のいずれでも採用できる。

【0025】上記透明導電層の耐環境性を向上させるために、透明導電膜の表面に、導電性、光学特性を著しく損なわない程度に有機物又は無機物の任意の保護層を設けてもよい。また、金属薄膜層の耐環境性や金属薄膜層と高屈折率透明薄膜層の間に、導電性、光学特性を損なわない程度に任意の無機物層を形成してもよい。具体的な材料としては鋼、ニッケル、クロム、金、白金、亜鉛、ジルコニウム、チタン、タングステン、スズ、パラジウム等、あるいはこれらの材料の2種類以上からなる合金があげられる。その厚さは、好ましくは0.2m~2m程度である。

【0026】所望の光学特性の透明導電層を得るには、

得ようとする電磁波シールド能の為の導電性、つまり、金属薄膜材料・厚さを勘案して、透明基体(A) および薄膜材料の光学定数(屈折率、消光係数)を用いたベクトル法、アドミッタンス図を用いる方法等を使った光学設計を行い、各層の薄膜材料及び、層数、膜厚等を決定する。この際、透明導電膜上に形成される層がある層がある。はその隣接層を考慮すると良い。このことは透明導電膜への光の入射媒質が、空気または真空等の屈折率1の入射媒質と違うために透過色(及び透過率、反射色、反射・の光の入射媒質と違うために透過色(及び透過率、反射色、反射・変化するためである。すなわち、透明導電層上に粘着材(E)が形成される場合は、粘着材(E)の光学定数を考慮する設計を行う。光学定数は、エリプソメトリー(楕円偏光解析法)やアッベ屈折計により測定できる。また、光学特性を観察しながら、層数、膜厚等を制御して成膜を行うこともできる。

【0027】上記の方法により形成した、透明導電膜の

原子組成は、オージェ電子分光法(AES)、誘導結合

12

プラズマ法(ICP)、ラザフォード後方散乱法(RB S)等により測定できる。また、層構成および膜厚は、 20 オージェ電子分光の深さ方向観察、透過型電子顕微鏡に よる断面観察等により測定できる。また膜厚は、成膜条 件と成膜速度の関係をあらかじめ明らかにした上で成膜 を行うことや、水晶振動子等を用いた成膜中の膜厚モニ タリングにより、制御される。カラープラズマディスプ レイの発光色の色純度及びコントラストを向上させるこ とは、色純度及びコントラストを下げる原因となる不要 発光及び外光反射を低滅することによって達成できる。 【0028】特に赤色発光がオレンジがかるのは顕著で あり、その原因である、波長580nm~605nmの 発光をディスプレイ用フィルターによって低減すること によって赤色発光の色純度を向上させることができるこ とを見い出した。低減はこの波長領域に吸収波長を有す る色素を含有する色素層をディスプレイ用フィルターに 形成することによって行うことができる。この際ディス プレイ用フィルターによって、赤色である発光ピークの 立つ波長615mm~640mmの光線透過も著しく損 なってしまわないことが必要である。一般に色素はブロ ードな吸収範囲を有しており、所望の吸収ピークを有し ていてもその裾の吸収により好適な波長の発光まで吸収 40 してしまう。従って、吸収させたい発光の波長に吸収を 有する色素でも、その量が多いと好適な発光まで低減し てしまい、輝度の著しい低下まで引き起こしてしまう。 本発明者らは、波長580nm~605nmにおける最 小透過率が、波長615mm~640mmにおける最大 透過率の10~85%、好ましくは20~70%、更に 好ましくは20%~45%であるディスプレイ用フィル ターが、赤色発光の色純度を向上させ、その発光輝度を 著しく損なわないことを見い出した。Neによる発光が 存在する場合は、そのオレンジ色発光の低減を行うこと 50 もできるため、RGB表示セルからの発光の色純度が向

上する。

【0029】また、ディスプレイ用フィルターを装着し たときに発光輝度を著しく損なわないためには、青色、 緑色、赤色の発光ピークが存在する波長450m~48 0mにおける最大透過率、波長510~535nmにお ける最大透過率、波長615~640nmにおける最大 透過率が、それぞれ45%以上であることがディスプレ イ用フィルターには好適なことを見い出した。これら波 長範囲におけるディスプレイ用フィルターの最大透過率 は、色素層・透明導電性積層体等の構成部材により85 %以下となる。さらにまた、赤色発光の色純度向上と同 様に、緑色発光の色純度向上には、波長510~535 nm程度の緑色の長波長側に隣接する黄緑~緑黄~黄色 である波長540nm~580nmをある程度低減すれ ば良い。ディスプレイ用フィルターの波長540~58 0 nmにおける最小透過率が波長510~535 nmに おける最大透過率の10~90%、好ましくは20~5 0%であることが好適であることを見い出したのであ る。これにより、緑色が黄色を帯びるのを防ぎ、その色 純度を向上させることができるのである。また、ディス プレイ用フィルターの透過色において黄緑〜緑色味が強 いと、ディスプレイのコントラストが低下することがあ る。このことは、黄緑~緑色である550nmの光が最 も視感度が高いことにもよる。

【0030】多層薄膜は、可視光線透過率・可視光線反 射率を重視すると、一般に透過色調に劣る。電磁波シー ルド能、すなわち、導電性と、近赤外線カット能をあげ るほど、金属薄膜の総膜厚が厚いことが必要となる。し かし、金属薄膜の総膜厚が大きくなる程、多層薄膜の色 調はディスプレイ発光色の色純度やコントラストを低下 させる緑色~黄緑色になる傾向がある。ディスプレイの 視認性を良くすることを目的としてディスプレイ用フィ ルターの可視光線反射率を低くするために、高屈折率透 明薄膜層によって視感度の高い波長550nm程度を中 心とした可視領域の金属の反射防止をするが、可視領域 の短波長及び長波長側では主に金属薄膜の光学定数の波 長分散性により反射防止の整合条件が崩れてしまい、透 過スペクトルが視感度の高い緑色~黄緑色をピークにも つ狭いプロファイルを持つものになり、従って多層薄膜 の色調は緑色~黄緑色になる傾向がある。従ってこの点 からも、黄緑~緑黄~黄色である波長540nm~58 0 n mをある程度低減することは好適である。

【0031】さらにまた同様に、青色発光の色純度向上とと緑色発光の色純度向上には、それぞれの好適な発光波長の間にある波長480nm~510nmでの不要発光を低減すれば良く、その波長範囲におけるディスプレイ用フィルターの最小透過率が波長450~480nmにおける最大透過率及び/又は波長510~535nmにおける最大透過率の50~90%、好ましくは50~75%であることが好適であることを見い出したのであ

る。これにより、青色が緑色がかること及び/又は緑色が青色がかることを防ぎ、その色純度を向上させることができるのである。色純度の向上はコントラストを向上させることができる。また、不要発光低減の為の特定波長における色素による吸収は、外光の蛍光体への入射を低減することによって蛍光体での外光反射を低減させることができる。このこともまた色純度及びコントラストを向上させることができる。

14

【0032】上記の吸収波長範囲以外に吸収があっても 10 好適なことがある。赤色発光ピークは強度なため、RG B発光バランス上、著しくなければ低減しても良い。また、赤色領域には青色発光蛍光体の発光ピークが存在することがあり、この場合、青色表示セルは青に赤がかかって紫に近づいた色になる。従って、赤色領域は低減されても好適な場合がある。また、緑色発光が著しく低減しなければ、前述の如く、ディスプレイ用フィルターの透過色の緑味を無くしてコントラストを向上させる為に、ディスプレイ用フィルターが緑色の波長領域に吸収があることは好適な場合がある。このように、発光の好 20 適な波長における色素による吸収によっても、色純度を向上させ、外光反射を低減し、コントラストを向上させることができる。

【0033】また、プラズマディスプレイの緑色発光の ピークは、例えばNTSC方式で要求される緑色より若 干長波長側すなわち黄緑側にあることがあり、その黄色 味を無くすように発光ピークの長波長側を削り、短波長 側にピークを有するようにすることも、緑色発光の色純 度を向上させるのに有効であることを見い出した。すな わち、520~540nmにおいて、波長が長くなると 透過率が単調減少するようにすれば良いのである。コン トラスト及び色純度を向上させる為に、ニュートラル・ デンシティ(ND)フィルターの如く、可視波長領域全 体の透過率を下げる方法があるが、本発明のディスプレ イ用フィルターは、可視波長領域全体すなわち好適な発 光波長も含んだ透過率を下げることによる輝度低減が少 なく、また、好適な発光を際だたせるために色純度及び コントラストが優れている。また、ディスプレイ用フィ ルターはその透過色がニュートラルグレーまたはブルー グレーであることが要求されることがあるが、これは、 40 緑色透過が強いことによるコントラスト低下や、赤色及 び緑色発光色に比べ青色発光が弱いこと、標準白色より 若干高めの色温度の白色が好まれることによる。

【0034】色素層としては、(1)可視領域に吸収波 長を有する有機色素を少なくとも1種類以上、透明な樹 脂に混鍊させたプラスチック板、高分子フィルム、

(2) 可視領域に吸収波長を有する有機色素を少なくとも1種類以上、樹脂または樹脂モノマー/有機系溶媒の樹脂濃厚液に分散・溶解させ、キャスティング法により作製したプラスチック板、高分子フィルム、(3) 可視50 領域に吸収波長を有する有機色素を少なくとも1種類以

上を、樹脂バインダーと有機系溶媒に加え、強料とし、透明な基体上にコーティングしたもの、(4)可視領域に吸収波長を有する有機色素を少なくとも1種類以上を含有する透明な粘着材、(5)ガラスに金属イオンまたはコロイドを含む色ガラス、のいずれか一つ以上選択できる。本発明でいう含有とは、基材または強膜等の層または粘着材の内部に含有されることは勿論、基材または層の表面に強布した状態を意味する。

【0035】有機色素は可視領域に所望の吸収波長を有 する一般の染料または顔料で良く、その種類は特に限定 されるものではないが、例えばアントラキノン系、フタ ロシアニン系、メチン系、アゾメチン系、オキサジン 系、アソ系、スチリル系、クマリン系、ポルフィリン 系、ジベンソフラノン系、ジケトピロロピロール系、ロ ーダミン系、キサンテン系、ピロメテン系等の一般に市 販もされている有機色素があげられる。その種類・濃度 は、有機色素の吸収波長・吸収係数、透明導電層の色調 及びディスプレイ用フィルターに要求される透過特性・ 透過率、そして分散させる媒体または塗膜の種類・厚さ から決まり、特に限定されるものではない。有機色素 は、プラズマディスプレイパネルはパネル表面の温度が 高く、環境の温度が高いときは特にディスプレイ用フィ ルターの温度も上がるため、例えば80℃で顕著に分解 等による劣化しないことが好適である。また、耐熱性に 加えて色素によっては耐光性に乏しいものもある。プラ ズマディスプレイの発光や外光の紫外線・可視光線によ る劣化が問題になる場合は、紫外線吸収剤を含む部材や 紫外線を透過しない部村を用いることによって、色素の 紫外線による劣化を低減すること、紫外線や可視光線に よる顕著な劣化がない色素を用いることが肝要である。 熱、光に加えて、湿度や、これらの複合した環境におい ても同様である。劣化するとディスプレイ用フィルター の透過特性が変わってしまう。さらには、媒体または塗 膜中に分散させるために、適宜の溶媒への溶解性も重要 である。可視領域において異なる吸収波長を有する有機 色素 2 種類以上を一つの媒体または塗膜に含有させても 良い。

【0036】尚、実際に、プラズマディスプレイパネルの表面温度が70℃から80℃になることは特開平8-220303に明記されている。また、プラズマディスプレイパネルより発生する光は例えば、300cd/m² と明記されており(富士通株式会社 I magesiteカクログ AD25-000061C Oct. 1997 M)、立体角を 2π として、これを 2π 時間照射すると、 $2\pi \times 20000 \times 3000 = 3800 \pi (1 x ・時間)となることから、実用上数千万(<math>1 \times \cdot$ 時間)程度の耐光性が必要になることが分かる。

【0037】本発明のディスプレイ用フィルターは、プ ブチル基、1-メチルプチル基、neo-ベンチル基、 ラズマディスプレイ用フィルターとしてカラープラズマ 1, 2-ジメチルプロピル基、1, 1-ジメチルプロピディスプレイの輝度・視認性を著しく損なわない優れた 50 ル基、cyclo-ベンチル基、n-ヘキシル基、4-

透過特性・透過率を有し、カラープラズマディスプレイの発光色の色純度及びコントラストを向上させることができる。本発明者らは、色素層に含有される1種類以上の色素の、その少なくとも一つがテトラアザポルフィリン化合物であると、特に低減したい580nm~605nmの不要発光のピーク波長に同じまたは近い波長に主要吸収波長を有し、且つ、吸収波長幅が比較的狭いので好適な発光を吸収してしまうことによる輝度・視認性の損失を少なくすることができることを見出し、優れた透過特性・透過率・発光色の色純度及びコントラストを向上させる能力が優れたディスプレイ用フィルターを得ることができた。

16

【0038】本発明のテトラアザポルフィリン化合物は、式(1)で示すことができる。尚、式(1)は、下記構造式(2)[化3]の様に略記することができる。

【0039】 【化3】

40

【0040】式(2)中、A^m及びAⁿは、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、ヒドロキシ基、アミノ基、カルボキシル基、スルホン酸基、炭素数1~20のアルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシ基、アルコキシ下ルコキシ基、アリールオキシ基、モノアルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アラルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、アルキルチオ基、又は、アリールチオ基を表わし、A^mとAⁿは各々独立に連結基を介して、芳香族環を除く環を形成しても良く、Mは2個の水素原子、2価の金属原子、3価1置換金属原子、4価2置換金属原子、又は、オキシ金属原子を表わす。

【0041】式(1)で示されるテトラアザポルフィリン化合物の具体例を次に述べる。式中、A¹~A⁸の具体例としては、各々独立に、水素原子:フッ素、塩素、臭素、ヨウ素のハロゲン原子:ニトロ基:シアノ基:ヒドロキシ基:アミノ基:カルボキシル基:スルホン酸基:メチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、iso-プチル基、sec-プチル基、tープチル基、n-ペンチル基、2-メチルプチル基、1-メチルプロピル基、neo-ペンチル基、1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル

メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、2-メチル ペンチル基、1-メチルペンチル基、3、3-ジメチル プチル基、2、3・ジメチルプチル基、1、3・ジメチ ルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1,2-ジメ チルプチル基、1、1・ジメチルプチル基、3・エチル ブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、 1, 2, 2 - トリメチルブチル基、1, 1, 2 - トリメ チルプチル基、1 - エチル - 2 - メチルプロピル基、c y c l o - ヘキシル基、n - ヘプチル基、2 - メチルヘ キシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル 基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル 基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリメチルペンチル 基、2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメ チルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチ ルヘキシル基、n - デシル基、4 - エチルオクチル基、 4-エチル-4,5-ジメチルヘキシル基、n-ウンデ シル基、n - ドデシル基、1、3、5、7 - テトラメチ ルオクチル基、4-プチルオクチル基、6,6-ジエチ ルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4-ブ チルオクチル基、n - テトラデシル基、n - ペンタデシ ル基、3,5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチル ヘプチル基、2、4 - ジメチルヘプチル基、2、2、 5, 5 - テトラメチルヘキシル基、1 - cyclo - ペ ンチルー2, 2 - ジメチルプロピル基、1 - cyclo - ヘキシル - 2, 2 - ジメチルプロピル基等の炭素数1 ~20の直鎖、分岐又は環状のアルキル: クロロメ チル基、ジクロロメチル基、フルオロメチル基、トリフ ルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ノナフルオ ロブチル基等の炭素数1~20のハロゲノアルキル基: メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基、 sec-プトキシ基、t-プトキシ基、n-ペントキシ 基、iso・ペントキシ基、neo・ペントキシ基、n - ヘキシルオキシ基、n - ドデシルオキシ基等の炭素数 1~20のアルコキシ基:メトキシエトキシ基、エトキ シエトキシ基、3-メトキシプロピルオキシ基、3-(iso · プロピルオキシ) プロピルオキシ基等の炭素 数2~20のアルコキシアルコキシ基:フェノキシ基、 2-メチルフェノキシ基、4-メチルフェノキシ基、4 - t - ブチルフェノキシ基、2 - メトキシフェノキシ 基、4-iso-プロピルフェノキシ基等の炭素数6~ 20のアリールオキシ基:メチルアミノ基、エチルアミ ノ基、n - プロピルアミノ基、n - ブチルアミノ基、n - ヘキシルアミノ基等の炭素数1~20のモノアルキル アミノ基:ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジー n - プロピルアミノ基、ジ-n - ブチルアミノ基、N -メチル・N - シクロヘキシルアミノ基等の炭素数2~2 0のジアルキルアミノ基:ベンジル基、ニトロベンジル

ベンジル基、ジメチルベンジル基、トリメチルベンジル 基、ジクロロベンジル基、メトキシベンジル基、エトキ シベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチ ルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチル メチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチ ルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等の 炭素数 7~20のアラルキル基:フェニル基、ニトロフ ェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、 メチルフェニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフ 10 エニル基、ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、 エトキシフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、 N, N - ジメチルアミノフェニル基、ナフチル基、ニト ロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル 基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基 等の炭素数6~20のアリール基:ピロリル基、チエニ ル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキサゾイル 基、オキサジアソイル基、イミダソイル基、ベンソオキ サゾイル基、ベンソチアソイル基、ベンソイミダソイル 基、ベンゾフラニル基、インドイル基等のヘテロアリー 20 ル基:メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ 基、iso-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、is o - プチルチオ基、sec - プチルチオ基、t - ブチル チオ基、n - ペンチルチオ基、i s o - ペンチルチオ 基、2-メチルプチルチオ基、1-メチルプチルチオ 基、neo‐ペンチルチオ基、1,2‐ジメチルプロピ ルチオ基、1,1・ジメチルプロピルチオ基等の炭素数 1~20のアルキルチオ基:フェニルチオ基、4-メチ ルフェニルチオ基、2-メトキシフェニルチオ基、4t - プチルフェニルチオ基等の炭素数6~20のアリー ルチオ基を挙げることができる。

18

 $[0042]A^{1}EA^{2}, A^{3}EA^{4}, A^{5}EA^{6}, X$ はA⁷とA⁸が連結基を介して環を形成した例として は、-CH2CH2CH2CH2-、-CH2CH2C $H(NO_2)CH_2-,-CH_2CH(CH_3)CH_2$ CH2-、-CH2CH(C1)CH2CH2-等を挙 げることができる。Mで示される2価金属の例として は、Cu、Zn, Fe, CO, Ni, Ru, Rh, P d, Pt, Mn, Sn, Mg, Hg, Cd, Ba, T i, Be, Ca等が挙げられ、1置換の3価金属の例と UTU, AI-F, AI-CI, AI-Br, AI-I, Ga-F, Ga-Cl, Ga-Br, Ga-I, I n-F, In-I, In-Br, In-I, Tl-F, T1-C1, T1-Br, T1-I, $A1-C_6H_5$, $A1-C_{6}H_{4}$ (CH₃), In-C₆H₅, In-C 6H4 (CH3), Mn (OH), Mn (OC6H5), Mn [OSi (CH₃)₃], Fe-Cl, Ru-Cl 等が挙げられ、2置換の4価金属の例としては、CrC 12, SiF2, SiCl2, SiBr2, SiI2, SnF₂, SnCl₂, SnBr₂, ZrCl₂, Ge 基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチル 50 F2, GeCl2, GeBr2, Gel2, TiF2,

TiCl2, TiBr2, Si (OH) 2, Sn (O H) 2, Ge (OH) 2, Zr (OH) 2, Mn (O H) 2, TiA2, CrA2, SiA2, SnA2, Ge A2 [Aはアルキル基、フェニル基、ナフチル基及びそ の誘導体を表わす。]、Si(OA')₂, Sn(O A') 2, G e (O A') 2, T i (O A') 2, C r (O A') 2 [A1はアルキル基、フェニル基、ナフチル 基、トリアルキルシリル基、ジアルキルアルコキシシリ ル基及びその誘導体を表わす。]、Si(SA")2、 Sn (SA") 2, Ge (SA") 2 [A" はアルキル 基、フェニル基、ナフチル基及びその誘導体を表わ す。] 等が挙げられ、オキシ金属の例としては、VO、 MnO, TiO等が挙げられる。好ましくは、Pd, C u, Ru, Pt, Ni, CO, Rh, Zn, VO, Ti O, Si (Y) 2, Ge (Y) 2 (Yはハロゲン原子、 アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、ヒ ドロキシ基、アルキル基、アリール基、アルキルチオ 基、アリールチオ基、トリアルキルシリルオキシ基、ト リアルキルスズオキシ基又はトリアルキルゲルマニウム オキシ基を表わす)である。さらに好ましくは、Cu、 VO. Ni, Pd, Pt, COTSS.

【0043】本発明者らはさらに、式(1)のアザポル フィリン化合物が、例えば、テトラーtープチルーテト ラアザポルフィリン錯体やテトラーneo-ペンチルー テトラアザポルフィリン錯体であると、製造が比較的容 易であること、溶媒への溶解性、錯体が安定であるこ と、吸収特性に優れていること、ターシャリープチル基 やテトラーneoーペンチル基を付与した結果、錯体が 立体性を持つことによって溶媒への溶解性が高くなり、 色素を含有させやすくなることを見出し、優れたディス プレイフィルターを得られることができた。

【0044】透明導電層に多層薄膜を用いる場合、電磁 波シールド能に加え、近赤外線カット能を有している が、より高い近赤外線カット能が必要であったり、透明 導電層が近赤外線カット能を有していない場合に近赤外 線カット能をディスプレイ用フィルターに付与するため に、色素に近赤外線吸収色素を1種類以上併用して良 い。近赤外線吸収色素は、透明導電層の近赤外線カット 能を補填し、プラズマディスプレイの発する強度の近赤 外線を充分実用的になる程度に吸収するものであれば、 特に限定されるものではなく、濃度も限定されるもので はない。近赤外線吸収色素としては、その例としてフタ ロシアニン系化合物、アントラキノン系化合物、ジチオ ール系化合物、ジイミニウム系化合物が挙げられる。近 赤外線吸収色素は、プラズマディスプレイパネルはパネ ル表面の温度が高く、環境の温度が高いときは特にディ スプレイ用フィルターの温度も上がるため、例えば80 ℃で顕著に分解等による劣化しないことが好適である。 また、耐熱性に加えて色素によっては耐光性に乏しいも のもある。プラズマディスプレイの発光や外光の紫外線 50 出し機によりフィルム化する方法、(iii)押し出し機に

・可視光線による劣化が問題になる場合は、紫外線吸収 剤を含む部材や紫外線を透過しない部材を用いることに よって、色素の紫外線による劣化を低減すること、紫外 線や可視光線による顕著な劣化がない色素を用いること が肝要である。熱、光に加えて、湿度や、これらの複合 した環境においても同様である。劣化するとディスプレ イ用フィルターの近赤外線カット能や可視光線の透過特 性が変わってしまう。さらには、媒体または塗膜中に分 散させるために、適宜の溶媒への溶解性も重要である。 【0045】本発明で言うところの色素とは、上記の有

20

機色素及び色ガラスを着色せしめる微量含有物を示す。 上記の色素層の形態(1)~(5)は、色素を含有する 透明基体(A)、または、色素を含有する後述の透明支 持体(D)、色素を含有する後述の粘着材(E)、色素 を含有する後述の機能性透明層(F)のいずれか1つ以 上の形態をもって、本発明のディスプレイ用フィルター に使用できる。色素層は2つ以上有していても良い。

【0046】色素を含有する後述の機能性透明層(F) は、色素を含有し且つ各機能を有する膜でも、色素を含 20 有し且つ各機能を有する膜が透明成形物上に形成されて いても、各機能を有する膜が色素を含有する透明成形物 上に形成されていていても良い。色素を含有する透明成 形物としては、透明プラスチック板、透明高分子フィル ム、ガラス等が挙げられる。

【0047】まず、樹脂に色素を混練し、加熱成形する (1) の方法において、樹脂材料としては、プラスチッ ク板または高分子フィルムにした場合にできるだけ透明 性の高いものが好ましく、具体例として、ポリエチレン テレフタレート、ポリエーテルサルフォン、ポリスチレ 30 ン、ポリエチレンナフタレート、ポリアリレート、ポリ エーテルエーテルケトン、ポリカーボネート、ポリエチ レン、ポリプロピレン、ナイロン6等のポリアミド、ポ リイミド、トリアセチルセルロース等のセルロース系樹 脂、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン等のフ ッ素系樹脂、ポリ塩化ピニル等のピニル化合物、ポリア クリル酸、ポリアクリル酸エステル、ポリアクリロニト リル、ピニル化合物の付加重合体、ポリメタクリル酸、 ポリメタクリル酸エステル、ポリ塩化ピニリデン等のピ ニリデン化合物、フッ化ビニリデン/トリフルオロエチ 40 レン共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重体等のビニル 化合物又はフッ素系化合物の共重合体、ポリエチレンオ キシド等のポリエーテル、エポキシ樹脂、ポリピニルア ルコール、ポリビニルブチラール等を挙げることが出来 るが、これらの樹脂に限定されるものではない。

【0048】作製方法としては、用いる色素、ベース高 分子によって、加工温度、フィルム化条件等が多少異な るが、通常(i)色素を、ベース高分子の粉体或いはペレ ットに添加し、150~350℃に加熱、溶解させた 後、成形してプラスチック板を作製する方法、(ii)押し

より原反を作製し、30~120℃で2~5倍に、1軸乃至は2軸に延伸して10~200μm厚のフィルムにする力法、等が挙げられる。なお、混練する際に、可塑剤等の通常の樹脂成型に用いる添加剤を加えてもよい。色素の添加量は、色素の吸収係数、作製する高分子成形体の厚み、目的の吸収強度、目的の透過特性・透過率等によって異なるが、通常、ベース高分子成形体の重量に対して1ppm~20%である。

【0049】 (2) のキャスティング法は、樹脂または 樹脂モノマーを有機系溶媒に溶解させた樹脂濃厚液に、 色素を添加・溶解させ、必要であれば可塑剤、重合開始 剤、酸化防止剤を加え、必要とする面状態を有する金型 やドラム上へ流し込み、溶剤揮発・乾燥または重合・溶 剤揮発・乾燥させることにより、プラスチック板、高分 子フィルムを得る。通常、脂肪族エステル系樹脂、アク リル系樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、芳香族エス テル系樹脂、ポリカーボネート樹脂、脂肪族ポリオレフ ィン樹脂、芳香族ポリオレフィン樹脂、ポリビニル系樹 脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニル系変成樹脂 (PVB、EVA等) 或いはそれらの共重合樹脂の樹脂 モノマーを用いる。溶媒としては、ハロゲン系、アルコ ール系、ケトン系、エステル系、脂肪族炭化水素系、芳 香族炭化水素系、エーテル系溶媒、あるいはそれらの混 合物系等を用いる。色素の濃度は、色素の吸収係数、板 またはフィルムの厚み、目的の吸収強度、目的の透過特 性・透過率等によって異なるが、樹脂モノマーの重量に 対して、通常1ppm~20%である。また、樹脂濃度 は、塗料全体に対して、通常、1~90%である。

【0050】 塗料化してコーティングする(3)の方法 としては、色素をパインダー樹脂及び有機系溶媒に溶解 させて強料化する方法、未着色のアクリルエマルジョン 塗料に色素を微粉砕 (50~500nm) したものを分 散させてアクリルエマルジョン系水性塗料とする方法、 等がある。前者の方法では、通常、脂肪族エステル系樹 脂、アクリル系樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、芳 香族エステル系樹脂、ポリカーボネート樹脂、脂肪族ポ リオレフィン樹脂、芳香族ポリオレフィン樹脂、ポリビ ニル系樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリビニル系 変成樹脂(PVB、EVA等)或いはそれらの共重合樹 脂をパインダー樹脂として用いる。溶媒としては、ハロ ゲン系、アルコール系、ケトン系、エステル系、脂肪族 炭化水素系、芳香族炭化水素系、エーテル系溶媒、ある いはそれらの混合物系等を用いる。色素の濃度は、色素 の吸収係数、コーティングの厚み、目的の吸収強度、目 的の可視光透過率等によって異なるが、バインダー樹脂 の重量に対して、通常、0.1~30%である。また、 バインダー樹脂濃度は、塗料全体に対して、通常、1~ 50%である。アクリルエマルジョン系水系塗料の場合 も同様に、未着色のアクリルエマルジョン強料に色素を 微粉砕 (50~500 nm) したものを分散させて得ら

【0051】上記の方法で作製した塗料は、透明高分子フィルム、透明樹脂、透明ガラス等の上にバーコーダー、プレードコーター、スピンコーター、リバースコーター、ダイコーター、或いはスプレー等の従来公知のコーティングをして、色素を含有する基材を作製する。コーティング面を保護するために保護層を設けたり、コーティング面を保護するようにコーティング面にディスプレイ用フィルターの他の構成部材を貼り合わせても良い。

【0052】色素を含有する粘着材(4)は、アクリル系接着剤、シリコン系接着剤、ウレタン系接着剤、ポリビニルブチラール接着剤(PVB)、エチレン一酢酸ビニル系接着剤(EVA)等、ポリビニルエーテル、飽和無定形ポリエステル、メラミン樹脂等のシート状または液状の粘着材または接着剤に色素を10ppm~30%添加したものである。本発明の粘着材(E)とは、接着剤または粘着剤または粘着材である。上記の色素を含有する粘着材は、ディスプレイ用フィルターを構成する各部材の貼り合わせに用いることができる。

【0053】色ガラス(5)は着色ガラスであり、コバルト、銅、クロム等の遷移金属イオンを含有する青~青緑~黄緑色の着色ガラス、金、セレンのコロイドを含む赤色の着色ガラス、金属の硫化物コロイドを含む褐色の着色ガラスが挙げられる。色調・濃さは、選択する微量含有物の種類及び含有量、ガラス組成、溶融温度、溶融雰囲気によって変わるが、これら条件は、透明導電層の色調及びディスプレイ用フィルターに要求される透過特化・透過率から決まるものであり、特に限定されるものではない。色素含有のディスプレイ用フィルターの耐光性を上げるために紫外線吸収剤を含有した透明フィルム(UVカットフィルム)を貼りつけることもできるし、紫外線吸収剤を色素と共に含有させることもできる。紫外線吸収剤の種類、濃度は特に限定されない。

【0054】透明導電層は、透明基体(A)に高分子フィルムを用いた場合、強度やディスプレイとの貼り合わせ時の平面性、設置方法の問題から、主面の平滑な板状の透明支持体(D)と貼り合わせて用いることが望ましい。貼り合わせは、透明支持体(D)の主面と、透明積層体の薄膜形成面でない主面を透明な粘着材(E)を介して行うと、電極を形成し易く、かつ、ディスプレイ本体と電気的接触を得るのに好適である。電磁波シールド能を必要としないディスプレイ用フィルターの場合、貼り合わせは透明積層体のどちらの主面でも良い。透明支持体(D)としては、機械的強度や、軽さ、割れによいが、熱による変形等の少ない熱的安定性からガラス板も好適に使用できる。プラスチック板の具体例を挙げると、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)をはじめとす

23

るアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、透明ABS樹 脂等が使用できるが、これらの樹脂に限定されるもので はない。特にPMMAはその広い波長領域での高透明性 と機械的強度の高さから好適にしようできる。プラスチ ック板の厚みは十分な機械的強度と、たわまずに平面性 を維持する剛性が得られればよく、特に限定されるもの ではないが、通常1mm~10mm程度である。ガラス 板を透明支持体 (D) として使用する場合は、機械的強 度を付加するために化学強化加工または風冷強化加工を 行った半強化ガラス板または強化ガラス板を用いること が望ましい。透明支持体(D)は色素を含有させて色素 層とすることができる。

【0055】本発明においての貼り合わせ(ラミネー ト)には、任意の透明な粘着材(E)を使用できる。具 体的にはアクリル系接着剤、シリコン系接着剤、ウレタ ン系接着剤、ポリビニルブチラール接着剤(PVB)、 エチレン-酢酸ピニル系接着剤(EVA)等、ポリピニ ルエーテル、飽和無定形ポリエステル、メラミン樹脂等 が挙げられる。」この際肝要なことはディスプレイからの 光線透過部である中心部分に用いられる粘着材は可視光 線に対して充分透明である必要がある。粘着材は、実用 上の接着強度があればシート状のものでも液状のもので もよい。粘着材は感圧型接着剤でシート状のものが好適 に使用できる。シート状粘着材貼り付け後または接着材 塗布後に各部材をラミネートすることによって貼り合わ せを行う。液状のものは塗布、貼り合わせ後に室温放置 または加熱により硬化する接着剤である。塗布方法とし ては、バーコート法、リバースコート法、グラビアコー ト法、ダイコート法、ロールコート法等が挙げられる が、接着剤の種類、粘度、塗布量等から考慮、選定され る。粘着材もしくは接着剤層の厚みは、特に限定される ものではないが、 $0.5 \mu m \sim 50 \mu m$ 、好ましくは1 μm~30μmである。粘着材を形成される面、貼り合 わせられる面は、予め易接着コートまたはコロナ放電処 理などの易接着処理により濡れ性を向上させておくこと が好適である。さらに、粘着材を用いて貼り合わせた後 は、貼り合わせ時に部材間に入り込んだ空気を脱泡また は、粘着材に固溶させ、さらには部材間の密着力を向上 させる為に、できれば加圧、加温の条件で養生を行うこ とが肝要である。このとき、加圧条件としては数気圧~ 20気圧以下程度、加温条件としては各部材の耐熱性に 依るが、室温以上、80℃以下程度であるが、これらに 特に制限を受けない。粘着材(E)は色素を含有させ、 色素層とすることができる。本発明のディスプレイ用フ ィルターには、ディスプレイへの設置方法や要求される 機能に応じて、反射防止性、防眩性、反射防止防眩性、 構電防止性、アンチニュートンリング性、ガスバリア 性、ハードコート性、防汚性のいずれか一つ以上の機能 を有し且つ可視光線を透過する機能性透明層(F)が、 形成される必要がある。一つの機能性透明層(F)が、

複数の機能を有している場合は、構成部材数または構成 層数が減ることにより工程、コスト、部材間の界面反射 を減じることができるから好適である。

【0056】本発明のディスプレイ用フィルターは、機 能性透明層(F)を複数有しても良い。本発明における 機能性透明層(F)は、上記各機能を一つ以上有する機 能膜そのものでも、機能膜を塗布または印刷または従来 公知の各種成膜法により形成した透明な基体でも、各機 能を有する透明な基体でも良い。機能膜そのものの場合 は、機能性透明層(F)を形成する透明導電層、色素 層、または透明支持体(D)の主面に塗布または印刷ま たは従来公知の各種成膜法により直接形成し、機能膜を 形成した透明な基体、各機能を有する透明な基体の場合 は、粘着材(E)または色素を含有する粘着材(E)を 介して透明導電層、色素層、または透明支持体(D)の 主面に貼り付けても良い。これらの作成方法は特に制限 を受けない。透明な基体は、透明なプラスチック板また は高分子フィルムまたはガラス板であり、その種類、厚 さも特に制限を受けないし、透明な基体に色素を含有さ 20 せて、機能性透明層を色素層とすることもできる。機能 性透明層(F)が機能膜そのものでも、膜中に色素を含 有させて、やはり色素層とすることができる。

【0057】電磁波シールド能を有するディスプレイ用 フィルターを得る場合、導電層と外部との電気的接続が 必要であるので、機能性透明層(F)が透明導電層の導 電面上に形成される場合には機能性透明層(F)がこの 電気的接続を妨げてはならない。例えば、機能性透明層 (F) が導電層の周縁部を残すように形成されることが 肝要である。ディスプレイへの照明器具等の映り込みに よって表示画面が見づらくなってしまうため、ディスプ レイ用フィルターの少なくとも一方の表面、好ましくは 両方の表面に外光反射を抑制するための反射防止(A R:アンチリフレクション)性または防眩(AG:アン チグレア)性または反射防止防眩(ARAG)性を有す る機能性透明層(F)を形成することが必要である。デ ィスプレイ用フィルターの可視光線反射率が低いと、プ ラズマディスプレイの蛍光体への外光入射及び反射が低 減し、映り込み防止だけではなく、コントラスト及び色 純度向上につながる。また、ARまたはARAGによる 反射防止はディスプレイ用フィルターの光線透過率を向 上させることができる。

【0058】ディスプレイ用フィルターは、ディスプレ イ用フィルターの主面とディスプレイ表面を密着させて 使用する場合、ディスプレイ表面とディスプレイ用フィ ルターの密着度が部分によって異なるために、それによ って生じる間隙を原因とするニュートンリングが発生し てしまう。そのため、ディスプレイ用フィルターのディ スプレイ表面と密着する主面上には、アンチニュートン リング(AN)性を有する機能性透明層(F)を形成す る必要がある。

25

【0059】反射防止性を有する機能性透明層(F) は、反射防止膜を形成する基体の光学特性を考慮し、前 述したような光学設計によって反射防止膜の構成要素及 び各構成要素の膜厚を決定する。具体的には、可視域に おいて屈折率が1.5以下、好適には1.4以と低い、 フッ素系透明高分子樹脂やフッ化マグネシウム、シリコ ン系樹脂や酸化珪素の薄膜等を例えば1/4波長の光学 膜厚で単層形成したもの、屈折率の異なる、金属酸化 物、フッ化物、ケイ化物、ホウ化物、炭化物、窒化物、 硫化物等の無機化合物またはシリコン系樹脂やアクリル 樹脂、フッ素系樹脂等の有機化合物の薄膜を基体から見 て高屈折率層、低屈折率層の順に2層以上多層積層した ものがある。単層形成したものは、製造が容易である が、反射防止性が多層積層に比べ劣る。4層積層したも のは、広い波長領域にわたって反射防止能を有し、基体 の光学特性による光学設計の制限が少ない。これらの無 機化合物薄膜の成膜には、スパッタリング、イオンプレ ーティング、真空蒸着、湿式塗工等、従来公知の方法の いずれでも採用できる。有機化合物薄膜の成膜には、湿 式塗工等、従来公知の方法を採用できる。

【0060】アンチニュートンリング性を有する機能性 透明層(F)と防眩性を有する機能性透明層(F)は、 用途が異なるだけで、0.1μm~10μm程度の微少 な凹凸の表面状態を有する可視光線に対して透明な層を 指している。アンチニュートンリング性は防眩性を有し ている。具体的には、アクリル系樹脂、シリコン系樹 脂、メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹 脂、フッ素系樹脂等の熱硬化型又は光硬化型樹脂に、シ リカ、有機珪素化合物、メラミン、アクリル等の無機化 合物または有機化合物の粒子を分散させインキ化したも のを、バーコート法、リバースコート法、グラビアコー ト法、ダイコート法、ロールコート法等によって基体上 に塗布、硬化させる。粒子の平均粒径は、1~40μm である。または、アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、メ ラミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹脂、フッ 素系樹脂等の熱硬化型又は光硬化型樹脂を基体に塗布 し、所望のヘイズまたは表面状態を有する型を押しつけ 硬化することによってもアンチニュートンリング性また は防眩性を得ることができる。さらには、例えばガラス 板をフッ酸等でエッチングするように、基体を薬剤処理 することによっても防眩性を得ることができる。この場 合は、処理時間、薬剤のエッチング性により、防眩性の ヘイズを調節する事ができる。要は適当な凹凸を有する ことが重要であり、必ずしも上記方法に限定されるもの ではない。防眩性またはアンチニュートンリング性のへ イズは0.5%以上、20%以下であり、好ましくは1%以上、 10% 以下である。ヘイズが小さすぎると不十分であり、 ヘイズが大きすぎると平行光線透過率が低くなり、ディ スプレイの視認性が悪くなる。

【0061】ディスプレイ用フィルターがディスプレイ

本体に密着せずに離れて設置される場合等、防眩性を有 する機能性透明層(F)がディスプレイ表面から比較的 距離があると、画像の拡散によるボケが生じる場合があ る。この為このような設置方法の場合は、防眩性を維持 し、且つ、ディスプレイから適当距離はなしても画像の ボケのないヘイズのものを選択することが肝要である。

【0062】反射防止防眩性を有する機能性透明層

(F)は、防眩性を有する膜または基体上に前述の反射 防止膜を形成することによって得られる。この際、防眩 10 性を有する膜が高屈折率の膜である場合、反射防止膜が 単層でも比較的高い反射防止性を付与することができ る。反射防止防眩性を有する機能性透明層(F)はアン チニュトンリング性も有することができる。

【0063】ディスプレイ用フィルターに耐擦傷性を付 加させるために、特にフィルターの人側表面や薄膜上 に、光学特性をはじめとするディスプレイ用フィルター の特性を損なわない程度に透明性を有するハードコート 性を有する機能性透明層 (F) を形成しても良い。ハー ドコート膜としてはアクリル系樹脂、シリコン系樹脂、 メラミン系樹脂、ウレタン系樹脂、アルキド系樹脂、フ ッ素系樹脂等の熱硬化型又は光硬化型樹脂等が挙げられ るが、その種類も形成方法も特に限定されない。これら 膜の厚さは、1~100μm程度である。ハードコート 膜が反射防止性を有する透明機能層(F)の高屈折率層 または低屈折率層に用いられたり、ハードコート膜上に 反射防止膜が形成されて、機能性透明層(F)が反射防 止性とハードコート性の両方を有しても良い。同様に防 眩性及び/またはアンチニュートンリング性とハードコ ート性の両方を有しても良い。この場合はハードコート 30 膜が粒子が分散される等して凹凸を有すれば良いし、そ の上に反射防止膜が形成されれば反射防止防眩性とハー ドコート性を両方有する機能性透明層(F)が得られ

【0064】さらに、ディスプレイ用フィルターには、 静電気帯電によりホコリが付着しやすく、また、人体が 接触したときに放電して電気ショックを受けることがあ るため、帯電防止処理が必要とされる場合がある。従っ て、光学フィルターに静電防止能を付与するために、デ ィスプレイ用フィルターの表面に帯電防止能を有する機 能性透明層(F)として導電層を設けても良い。この場 合に必要とされる導電性は面抵抗で10¹¹Ω/口程度 以下であれば良いが、ディスプレイ画面の透明性や解像 度を損なうものであってはならない。導電層としてはⅠ TOをはじめとする公知の透明導電膜やITO超微粒子 や酸化スズ超微粒子をはじめとする導電性超微粒子を分 散させた導電膜が挙げられる。また、先述した反射防止 性、防眩性、反射防止防眩性、アンチニュートンリング 性、ハードコート性のいずれか一つ以上の機能を有した 機能性透明層(F)の構成中に導電膜を有していると好 適である。

【0065】また、多層薄膜に銀を用いた場合、銀は化 学的、物理的安定性に欠け、環境中の汚染物質、水蒸気 等によって劣化し、凝集、白化現象を起こすため、透明 導電性積層体の薄膜形成面には、薄膜が使用環境中の汚 染物質、水蒸気がさらされないようにガスパリア性を有 する機能性透明層(F)で被覆することが肝要である。 必要とされるガスパリア性は、透湿度で 10 g/m^2 ・ day以下である。ガスバリア性を有する膜の具体例とし ては、酸化珪素、酸化アルミニウム、酸化スズ、酸化イ ンジウム、酸化イットリウム、酸化マグネシウム等、ま たはこれらの混合物、またはこれらに他の元素を微量に 添加した金属酸化物薄膜や、ポリ塩化ビニリデンほか、 アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、メラミン系樹脂、ウ レタン系樹脂、フッ素系樹脂等が挙げられるが、特にこ れらに限定されるものではない。これら膜の厚さは、金 属酸化物薄膜の場合、10~200nm、樹脂の場合1 ~100 µ m程度であり、単層でも多層でも良いが、こ れもまた特に制限されるものではない。また、水蒸気透 湿度が低い高分子フィルムとしては、ポリエチレン、ポ リプロピレン、ナイロン、ポリ塩化ビニリデンや、塩化 ピニリデンと塩化ビニル、塩化ピニリデンとアクリロニ トリルの共重合物、フッ素系樹脂等が挙げられるが、透 湿度が10g/m²day以下であれば特に限定されるもので はない。透湿度が比較的高い場合でも、フィルムの厚み が増えることや適当な添加物を加えることにより、透湿 度は低下する。多層薄膜が耐環境性に優れる場合は、多 層薄膜上に保護となる機能性透明層(F)を設ける必要 がない。この場合は、多層薄膜が反射防止性を有してい

27

【0066】また、薄膜に隣接する機能性透明層(F)が、先述した反射防止性、防眩性、反射防止防眩性、帯電防止性、アンチニュートンリング性、ハードコート性のいずれか一つ以上の機能を有した機能性透明層(F)の構成中にガスバリア性を有する膜を有していたり、全体またはさらに粘着材と併用で上記のガスバリア性を有していると、好適である。

ると好適である。

【0067】例えば、色素層である反射防止性、ハードコート性、帯電防止性、ガスパリア性を有する機能性透明層(F)としては、色素含有のポリエチレンテレフタレートフィルム/ハードコート膜/ITO/含ケイ素化合物/ITO/含ケイ素化合物、等があげられ、反射防止防眩性、アンチニュートンリング性、ハードコート性、帯電防止性、ガスパリア性を有する機能性透明層(F)としては、トリアセチルセルロースフィルム/ITO微粒子分散ハードコート膜/含ケイ素化合物化合物、等があげられる。さらに、指紋等の汚れ防止や汚れが付いたときに簡単に取り除くことができるよう、ディスプレイ用フィルター表面に防汚性を有する機能性透明層(F)をディスプレイ用フィルターの最表面に形成す

る。防汚性を有するものとしては、水及び/または油脂に対して非濡性を有するものであって、例えばフッ素化合物やケイ素化合物が挙げられる。反射防止性や帯電防止性等の他の機能に併せる際には、それら機能を妨げるものであってはならない。この場合、反射防止膜の構成材料に低屈折率であるフッ素化合物を使用することや、フッ素系有機分子を1~数分子、最表面にコートすることによって、反射防止性や帯電防止性を維持しつつ防汚性を付与することができる。例えば、防汚性、反射防止性を付与することができる。例えば、防汚性、反射防止化、ハードコート性、帯電防止性、ガスバリア性を有する機能性透明層(F)としては、ハードコート膜/ITO/含ケイ素化合物/ITO/含ケイ素化合物/フッ素系有機分子の単分子コート膜、等があげられる。

【0068】また、電磁波シールドを必要とする機器に は、機器のケース内部に金属層を設けたり、ケースに導 電性材料を使用して電波を遮断する。ディスプレイの如 く透明性が必要である場合には、透明導電層を形成した 窓状のディスプレイ用フィルターを設置する。電磁波は 導電層において吸収されたのち電荷を誘起するため、ア 20 ースをとることによって電荷を逃がさないと、再び電磁 波シールド体がアンテナとなって電磁波を発振し電磁波 シールド能が低下する。従って、電磁波シールド性を付 与したディスプレイ用フィルターとディスプレイ本体の ケース内部の導電部がオーミックにコンタクトしている 必要がある。そのため、透明導電層は通電部分である透 明導電膜形成面が一部剥き出しており、前述の機能性透 明層(F)をはじめとする薄膜形成面に形成される層 は、電気的接触を得る部分以外に形成されている必要が ある。

30 【0069】電気的接触を良好とするために、透明導電膜上に電極を形成する。電極形状は特に限定しない。しかしながら、ディスプレイ用フィルターと機器の間に、電磁波の漏洩する隙間が存在しないことが肝要である。従って、透明導電膜上且つ周縁部に連続的に、電極を形成すると好適である。すなわち、ディスプレイからの光線透過部である中心部分を除いて、枠状に、平面な金属を含む電極を形成する。電極が形成される面は、ディスプレイセットのアース位置によって決められ、設置されたときの人側の面であってもディスプレイ側の面であっても良い。

【0070】電極に用いる材料は、導電性、耐触性および透明導電膜との密着性等の点から、銀、金、銅、白金、ニッケル、アルミニウム、クロム、鉄、亜鉛、カーボン等の単体もしくは2種以上からなる合金や、合成樹脂とこれら単体または合金の混合物、もしくは、ホウケイ酸ガラスとこれら単体または合金の混合物からなるペーストを使用できる。電極形成にはメッキ法、真空蒸着法、スパッタ法など、ペーストといったものは印刷、塗工する方法など従来公知の方法を採用できる。また市販の導電性テープも好適に使用できる。電極の厚さは、こ

れもまた特に限定されるものではないが、数μm~数m m程度である。また、電極を形成しなくても、本発明の ディスプレイ用フィルターは、透過特性、近赤外線カッ ト性に優れているため、発光色補正フィルターや近赤外 線カットフィルターとしても好適に使用できる。従って こ の場合は、前述の機能性透明層 (F) をはじめとす る薄膜形成面上に形成される層は、薄膜形成面を全て覆 っていて良い。 本発明のディスプレイ用フィルター は、ディスプレイに装着したとき、装着用冶具、電極部 分等が視認者から見えないようにするために、任意の額 縁印刷を施して良い。印刷形状、印刷面、印刷色、印刷 方法は特に特定されるものではない。また、ディスプレ イに装着するための穴加工やコーナ処理等の加工を施し ても良い。

【0071】本発明のディスプレイ用フィルターは、透 過特性、透過率、可視光線反射率が優れているためプラ ズマディスプレイの輝度、視認性を著しく損なわずに、 その色純度及びコントラストを向上させることができ る。さらにまた、プラズマディスプレイから発生する健 康に害をなすといわれている電磁波を遮断する電磁波シ ールド能に優れ、さらに、プラズマディスプレイからで る800~1000nm付近の近赤外線線を効率よくカ ットするため、周辺電子機器のリモコン、伝送系光通信 等が使用する波長に悪影響を与えず、それらの誤動作を 防ぐことができる。また、耐候性・耐環境性に優れ、反 射防止性及び/または防眩性、アンチニュートンリング 性、耐擦傷性、防汚性、帯電防止性等を兼ね備えてい る。

[0072]

【実施例】つぎに、本発明を実施例により具体的に説明 する。本発明はこれらによりなんら制限されるものでは ない。実施例中及び比較例中の透明導電層の薄膜は、基 材の一方の主面にマグネトロンDCスパッタリング法に より成膜した。薄膜の厚さは、成膜条件から求めた値で あり、実際に測定した膜厚ではない。高屈折率透明薄膜 層(B)であるITO薄膜は、ターゲットに酸化インジ ウム・酸化スズ焼結体(組成比In2〇3:SnO2= 90:10wt%)を、スパッタガスにアルゴン・酸素 混合ガス(全圧 2 6 6 mPa : 酸素分圧 5 mPa) を用いて 成膜した。高屈折率透明薄膜層(B)であるSnO2薄 膜は、ターゲットに酸化スズ焼結体を、スパッタガスに アルゴン・酸素混合ガス(全圧266mPa:酸素分圧5 mPa) を用いて成膜した。金属薄膜層 (C) である銀薄 膜は、ターゲットに銀を、スパッタガスにアルゴンガス (全圧266mPa) を用いて成膜した。金属薄膜層

(C) である銀ーパラジウム合金薄膜は、ターゲットに 銀ーパラジウム合金(パラジウム10wt%)を、スパ ッタガスにアルゴンガス(全圧266mPa) を用いて成 膜した。金属薄膜層(C)である銀ー金合金薄膜は、タ ーゲットに銀ー金合金(金10wt%)を、スパッタガ スにアルゴンガス(全圧266mPa) を用いて成膜し

【0073】また、実施例及び比較例のディスプレイ用 フィルターは以下の部材を組み合わせ、作製した。尚、 反射防止膜面の片面の可視光線反射率 (Rvis) の求め 方は、まず測定対象物の小辺を切り出し、反射防止膜が 形成されていない面をサンドペーパーで荒らした後、艶 消し黒スプレーしてこの面の反射を無くし、反射積分球 (光線入射角度6°)を用いた(株)日立製作所製分光 10 光度計(U-3400)により可視領域の全光線反射率 を測定し、ここで求められた反射率から JISR310 6に従って計算した。さらにアンチニュートンリング性 の評価は、アンチニュートンリング性を有する機能性透 明膜を200mm×200mmで2mm厚さの基体上に 形成するか、該機能性透明膜が形成されているフィルム 状の基体を粘着材を介して200mm×200mmで2 mm厚さの基体に貼合し、膜が形成されている面を下に して、平坦なガラス上に重ねて乗せ、ディスプレイ用フ イルターの四隅に重さ500gのおもりをのせ、中心、 20 直上から3波長域発光型蛍光ランプ (三菱電機 (株) 製 ルピカ20W)を照射しニュートンリングの発生の有無 をサンプル平面に対して10~80°の角度から観察す ることによって行った。さらにまた、防汚性の評価は、 表面を指で触れ人脂を付けた後、布で軽く拭き取れるか どうかで判断した。

【0074】 (構成1) 2軸延伸ポリエチレンテレフタ レート (以下ΡΕΤ) フィルム (厚さ:75μm) を透 明基体(A)としてその一方の主面に、ITO薄膜と銀 薄膜を多層積層して透明導電層を形成してスパッタフィ 30 ルム1を得た。酢酸エチル/トルエン (50:50wt %) 溶剤に有機色素を分散・溶解させ、アクリル系粘着 剤の希釈液とした。アクリル系粘着剤/色素入り希釈液 (80:20wt%) を混合し、コンマコーターにより 離型フィルムに乾燥膜厚25μmに塗工の後、乾燥、粘 着面に離型フィルムをラミネートして、離型フィルムに 挟み込まれた色素層である粘着材(E)(粘着材1)を 得た。

【0075】トリアセチルセルロース(以下TAC)フ ィルム(厚さ:80μm)の一方の主面に、多官能メタ 40 クリレート樹脂に光重合開始剤を加え、さらにITO微 粒子(平均粒径:10 nm)を分散させたコート液をグ ラピアコーターにて塗工し、紫外線硬化によって導電性 ハードコート膜(膜厚:3μm)を形成し、その上に含 フッ素有機化合物溶液をマイクログラビアコーターにて 塗工・90℃乾燥・熱硬化させ、屈折率1.4の反射防 止膜(膜厚:100nm)を形成し、ハードコート性 (JIS K5400準拠の鉛筆硬度:2H)、ガスバ リア性(ASTM-E96準拠、1.8g/m²・da y)、反射防止性(反射防止膜面の片面のRvis:1. 50 0%)、帯電防止性(表面抵抗: 7×10⁹ Ω/

□)、防汚性を有する機能性透明層(F)として反射防止フィルム1を得た。反射防止フィルム1の他方の主面に、粘着材1と同様に色素を入れないで粘着剤/希釈液を強工・乾燥させ、厚さ25μmの粘着材(E)(粘着材2)を形成し、さらに離型フィルムをラミネートした。透明支持体(D)として、厚さ3mm、1000mm×600mmの風冷強化ガラスを用いた。

【0076】ロール状のスパッタフィルム1の薄膜が形 成されていない面に、ロール状の離型フィルムに挟み込 まれた色素を含有する粘着材1を、片面の離型フィルム を剥離しながら連続的にラミネート(貼合)し、薄膜/ PETフィルム/色素入り粘着材/離型フィルムのロー ルを得た。これを風冷強化ガラスの一方の主面に、離型 フィルムを剥しながらラミネートした。さらに他方の主 面に粘着材付き反射防止フィルム1を同様にラミネート した。さらに、スパッタフィルム1の上に反射防止フィ ルム1を、周縁部20mmの透明導電膜すなわち導電部 が剥きだしになるように残して、内側だけにラミネート した。さらに、別きだしの導電部を覆うように周縁部の 幅22mmの範囲に、銀ペースト(三井化学(株)製M SP-600F) をスクリーン印刷し、乾燥させ厚さ1 5 μ m の電極を形成し、光学フィルターを作製した。構 成1の電極形成面から見た平面図を、本発明のディスプ レイ用フィルターの一例を示す平面図として、図1に示 した。構成1の断面を、本発明のディスプレイ用フィル ターとその装着状態の一例を示す断面図として、図2に 示した。

【0077】 (構成2) PETフィルム (厚さ:75 μm) を透明基体 (A) としてその一方の主面に、SnO 2薄膜、銀薄膜、銀一パラジウム合金薄膜を多層積層して透明導電層を形成し、スパッタフィルム2を得た。構成1記載の粘着材2を同様にスパッタフィルムの薄膜が形成されていない面にラミネートし、粘着材 (E) 付きのスパッタフィルム2のロールを得た。

【0078】色素層である透明支持体(D)として、有機色素と紫外線吸収剤を添加してキャスティング法により作製した厚さ3mmのポリメチルメタクリレート(以下PMMA)板を得た。この一方の主面に、多官能メタクリレート樹脂に光重合開始剤を添加、さらに有機シリカ微粒子(平均粒径:15μm)を分散させたコート液を、ディッピング法により塗工・紫外線硬化させ、防眩性(ヘーズメーター測定のヘーズ値:2%)とハードコート性(鉛筆硬度:2H)を有する機能性透明層(F)としてアンチグレア層(膜厚:2μm)を形成し、100mm×600mmのアンチグレア付きのPMMA板を作製した。

が剥きだしになるように残して内側だけに、多官能メタクリレート樹脂に光重合開始剤を添加、さらに有機シリカ微粒子(平均粒径:15μm)を分散させ、フレキソ印刷・紫外線硬化し、防眩性(ヘーズメーター測定のヘーズ値:5%)、アンチニュートンリング性、ハードコート性(鉛筆硬度:2H)を有する機能性透明層(F)として、アンチニュートンリング層を形成した。さらに、構成1と同様に銀ペーストをスクリーン印刷・乾燥させ厚さ15μmの電極を形成し、ディスプレイ用フィルターを作製した。構成2の断面を、本発明のディスプレイ用フィルターとその装着状態の一例を示す断面図として、図3に示した。

【0080】(構成3)風冷強化ガラス(厚さ:2.5 mm)を透明基体(A)としてその一方の主面に、IT 〇薄膜、銀一金合金薄膜を多層積層して透明導電層を形 成し、1000mm×600mmのスパッタガラスを得 PETフィルム (厚さ:100 μm) の一方の主 面にアルコキシランを氷酢酸で加水分解したものにシリ コーン系表面平滑剤、有機色素、ジチオール錯体系の近 赤外線吸収剤(三井化学(株)製SIR-159:中心 吸収波長850nm) 0.5wt%を混合し、加えたコ ート液を、グラビアコーターにて塗工・120℃の熱硬 化によって色素入りハードコート膜(膜厚:10 um) を形成し、その上にITO薄膜(膜厚:70 nm)、S iO2薄膜(膜厚:90nm)の順にスパッタリング法 によって2層系反射防止膜を形成し、色素層であり且 つ、ハードコート性(鉛筆硬度: 3H)、反射防止性 (反射防止膜面の片面のRvis: 0.8%)、帯電防止 性(表面抵抗: 2×10⁵ Ω/□)、防汚性を有する機 能性透明層(F)である反射防止フィルム2を得た。構 成1と同様に粘着材(E)付きの反射防止フィルム2の ロールを得た。構成1と同様にスパッタガラスの薄膜が 形成されていない主面に反射防止フィルム2をラミネー トした。さらに、構成1と同様に銀ペーストをスクリー ン印刷・乾燥させ厚さ15μmの電極を形成し、ディス プレイ用フィルターを作製した。構成3の断面を、本発 明のディスプレイ用フィルターとその装着状態の一例を 示す断面図として、図4に示した。

【0081】 [実施例1] 構成1において、PETフィルムから順にITO薄膜(膜厚:40nm)、銀薄膜(膜厚:11nm)、ITO薄膜(膜厚:95nm)、銀薄膜(膜厚:14nm)、ITO薄膜(膜厚:90nm)、銀薄膜(膜厚:12nm)、ITO薄膜(膜厚:40nm)の計7層の透明導電層を作製した。色素層である色素入り粘着材は、三井化学(株)製色素PS-Violet-RRを用い、塗工するアクリル系粘着剤/色素入り希釈液においてそれぞれ1760(wt)ppmとなるように調製し、作製した。PETフィルム/透明導電層の断面を、本発明における透明導電層の一例を示す断

【0082】 [実施例2] 構成1において、実施例1と同様に透明導電層を作製したが、色素層である色素入り粘着材は、三井化学(株)製色素PS-Violet-RCとピロメテン系色素(最大吸収波長497nm)が、それぞれ1640(wt)ppm、1900(wt)ppmとなるようにアクリル系粘着剤/色素入り希釈液を調製し、作製した。

【0083】 [比較例1] 構成1において、実施例1と 同様に透明導電層を作製したが、粘着材には色素を含有 させず、色素層の無いディスプレイ用フィルターを作製 した。

【0084】 [比較例2] 構成1において、実施例1と同様に透明導電層を作製したが、色素層である色素入り粘着材は、三井化学(株) 製色素MS-Red-G及びPS-Violet-RCがそれぞれ380(wt)ppm、530(wt)ppm となるようにアクリル系粘着剤/色素入り希釈液を調製し、作製した。

【0085】 [実施例3] 構成2において、PETフィルムから順にŚnO2薄膜(膜厚:40nm)、銀薄膜(膜厚:9nm)、SnO2薄膜(膜厚:80mm)、銀ーパラジウム合金薄膜(膜厚:11nm)、SnO2薄膜(膜厚:40nm)の計5層の透明導電層を作製した。色素層であるPMMA板は、PS-VioletーRC、ピロメテン系色素(最大吸収波長497nm)をそれぞれ12(wt)ppm、15(wt)ppm含有するように作製した。

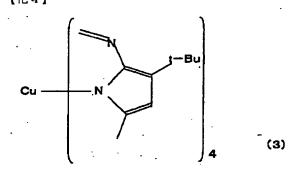
【0086】 [比較例3] 構成2において、実施例3と同様に透明導電層を作製し、PMMA板には色素を含有させず、色素層を有さないディスプレイ用フィルターを作製した。

【0087】 [実施例4] 構成3において、風冷強化ガラスから順にITO薄膜(膜厚:40nm)、銀一金合金薄膜(膜厚:12nm)、ITO薄膜(膜厚:40nm)の計3層の透明導電層を作製した。色素層である反射防止フィルム2のハードコート膜は、コート液において三井化学(株)製近赤外線吸収剤SIR一159(中心吸収波長:850nm)、PS-Violet-RRを、それぞれ4000(wt)ppm、4500(wt)ppm 含有するように調製し、作製した。

【0088】 [比較例4] 構成3において、実施例4と同様に透明導電層を作製し、色素層である反射防止フィルム2のハードコート膜は、コート液において三井化学(株) 製PS-Brill. Red-HEYを600(wt)ppm 含有するように調製し、作製した。

【0089】 [実施例5] 構成1において、実施例1と同様に透明導電層を作製したが、色素層である色素入り粘着材は、式(3) [化4] のテトラー t ープチルーテトラアザポルフィリン・銅錯体が、1350 (wt) p mとなるように、アクリル系粘着剤/色素入り希釈液を調製し、作製した。

【0090】 【化4】



34

【0091】[実施例6]構成1において、実施例1と同様に透明導電層を作製したが、色素層である色素入り粘着材は、三井化学(株)製色素PS-Red-Gと式(3)のテトラーtーブチルーテトラアザポルフィリン・銅錯体が、それぞれ、430(wt)ppm、980(wt)ppmとなるように、アクリル系粘着剤/色素入り希釈液を調製し、作製した。

20 【0092】 [実施例7] 構成1において、実施例1と 同様に透明導電層を作製したが、色素層である色素入り 粘着材は、三井化学(株) 製色素 P S - R e d - G と式 (4) [化5] のテトラー t - ブチルーテトラアザポル フィリン・バナジル錯体が、それぞれ、820 (w t) p p m、1000 (w t) p p m となるように、アクリル系粘着剤/色素入り希釈液を調製し、作製した。

[0093]

【化5】

30

【0094】以上のようにして作製した実施例1~7の 本発明のディスプレイ用フィルター、比較例1~4のディスプレイ用フィルター、比較例1~4のディスプレイ用フィルターにおける全光線透過率、近赤外線透過率、可視光線反射率、透明導電層の面抵抗、プラズマディスプレイに装着したときの発光の色度(x,y)、コントラスト等の画質、及びフィルターを装着しないときのプラズマディスプレイの発光の色度(x,y)、コントラスト等の画質を以下の方法で評価した。

【0095】ディスプレイ用フィルターの装着は、実施 例1~2及び5~7、及び比較例1~2においては、電 極形成面を人側としてプラズマディスプレイパネル画面

から2mm雕して平行に設置し、実施例3及び比較例3 においては、電極形成面をプラズマディスプレイパネル 側とし、ディスプレイ用フィルターの透光部をプラズマ ディスプレイパネル画面に密着させて設置し、実施例4 及び比較例4においては、電極形成面をプラズマディス プレイパネル側とし、プラズマディスプレイパネル画面 から2mm雕して平行に設置した。

【0096】1) ディスプレイ用フィルターの全光線透 過率

実施例1~7及び比較例1~4において、測定対象物の 透光部を小片に切り出すか、同じ構成の小片サンプルを 作製し、(株)日立製作所製分光光度計(U-3400)の反 射積分球(光線入射角度6°)のサンプル側入射口にサ ンプルを固定し、300~800mにおける測定対象物 の全光線透過率を測定した。

【0097】2) ディスプレイ用フィルターの近赤外線 透過率(T850nm 、T950nm)

実施例1~7及び比較例1~4において、測定対象物の 透光部を小片に切り出すか、同じ構成の小片サンプルを 作製し、(株) 日立製作所製分光光度計 (U-3400) によ り850nm、950nmの近赤外線透過率T850nm、T95 0nm を測定した。

【0098】3) ディスプレイ用フィルターの可視光線 反射率 (R vis)

実施例1~7及び比較例1~4において、測定対象物の 透光部を小片に切り出すか、同じ構成の小片サンプルを 作製し、反射積分球(光線入射角度6°)を用いて

(株) 日立製作所製分光光度計(U-3400)により300~800mにおける測定対象物両面の全光線反射率を測定した。ここで求めた透過率からJIS R3106に従ってRvisを計算した。

【0099】4) 透明導電層の面抵抗

実施例1~7及び比較例1~4において、ディスプレイ

用フィルターを作製する前に、基体上に設けられてた透明導電層の面抵抗を、四探針測定法(プローブ間隔 1 mm)により測定した。

【0100】5) 視認性

実施例1~7及び比較例1~4のディスプレイ用フィルターを装着した場合の視認性を、外光の映り込みや、実施例3及び比較例3においてはニュートンリングによる画像の視認性の低下の有無で判断した。○は良好、△は問題なし、×は劣る。

10 【0101】6) 輝度(最高輝度)及びコントラスト比 (最高最低輝度比)

プラズマディスプレイにディスプレイ用フィルターを装着しない場合と、実施例 $1\sim7$ 及び比較例 $1\sim4$ のディスプレイ用フィルターを装着した場合について測定した。周囲明るさ1001xの明時において、プラズマディスプレイパネルの白色表示時の最高輝度(cd/m^2)と黒色表示時の最低輝度(cd/m^2)を、ミノルタ(株)製の輝度計(LS-110)を用いて測定し、その比(最高輝度/最低輝度)を求めた。明時のコントラスト比は30以上、好ましくは40以上であると良い。

【0102】7) 発光色の色純度

プラズマディスプレイにディスプレイ用フィルターを装着しない場合と、実施例1~7及び比較例1~4のディスプレイ用フィルターを装着した場合について測定した。

【0103】赤色(R)表示、緑色(G)表示、青色(B)表示において、ミノルタ(株)製CRTカラーアナライザ(CA100)を用いて、RGB色度(x,y)を測定した。PDP発光の三原色がNTSC方式で30 定めRGB色の色度範囲に近くなる程好ましい。以上の結果を表1及び表2及び図6に掲げる。

[0104]

【表1】

丧1

20

	A (%)	B 1 (%)	B 2 (%)	B 3 (%)	C (%)	D	E 1 (%)	E 2 (%)	T 850mm (%)	T 950nm (%)	Rvis (%)	面抵抗 (Ω/□)
実施例 1	70	61	54	59	86	0	88	92	6.6	2.3	2.5	
実施例 2	65	57	51	61	85	0	57	61	6.5	2.2	2.3	
比較例1	99	72	. 74	68	96	×	100	97	6.8	2.3	2.6	2.2
比較例 2	96	67	65	65	93	0	97	98	6.5	2.2	2.4	
実施例 3	72	71	60	69	83	0	60	69	33	20	2.8	
比較何3	101	81	83	77	97	0	100	98	35	22	3.0	5.3
実施例 4	69	77	63	78	82	0	80	98	32	35	2.9	
比較例 4	101	85	84	84	99	×	99	100	62	41	3.1	8.1
突進例 5	27	71	71	64	24	×	100	84	6,8	2.1	2.3	
実施例 6	39	67	65	65	39	×	97	100	6.7	2.3	2.2	2.2
実施例7	41	63	60	ങ	89	X	95	100	6.6	2.1	2.2	

【0105】表1中、A値は、ディスプレイ用フィルターの波長580~605nmにおける最小透過率の波長615~640nmにおける最大透過率に対する百分率で、

20~85%であることが好ましい。表1中、B1値は ディスプレイ用フィルターの波長450~480nmにお 50 ける最大透過率、B2値はディスプレイ用フィルターの

被長510~535nmにおける最大透過率、B3値はディスプレイ用フィルターの被長615~640nmにおける最大透過率であり、それぞれ45%以上であることが好ましい。表1中、C値は、ディスプレイ用フィルターの波長540~580nmにおける最小透過率の被長510~535nmにおける最大透過率に対する百分率で、40~90%であることが好ましい。表1中、Dは、被長520~540nmにおいて波長が長くなるとディスプレイ用フィルターの透過率が単調減少していると〇(好ましい)、単調減少していないと×(好ましくない)とし

ている。表1中、E1値は、ディスプレイ用フィルターの波長480~5210nmにおける最小透過率の波長450~480nmにおける最大透過率に対する百分率で、50~90%であることが好ましい。表1中、E2値は、ディスプレイ用フィルターの波長480~5210nmにおける最小透過率の波長510~535nmにおける最大透過率に対する百分率で、50~90%であることが好ましい。

[0106]

10 【表2】

·麦2

	視症性	最高輝度	コントラスト 比	赤色		超	色	穿色	
	WIE	(cd/m')		工催	ア住	x 値	ず値	xt	7億
NTSC	1	-	-	0.670	0.330	0.210	0.710	0.140	0.080
PDP	×	311	21	0.629	0.370	0.218	0.709	0.143	0.081
実施例 1	0	228-	35	0.655	0.342	0.211	0.709	0.141	0.077
実施例 2	0	208	43	0.671	0.330	0.209	0.715	0.139	0.071
比較例1	Δ	268	25	0.627	0.373	0.217	0.711	0.141	0.088
比較例2	0	245	27	0.630	0.370	0.216	0.710	0.142	0.083
実施訊3	0	235	33	0.643	0.360	0.212	0.713	0.142	0.069
比較例3	Φ	279	23	0.627	0.372	0.217	0.710	0.142	0.083
実施例 4	0	249	31	0.635	0.360	0.213	0.710	0.142	0.081
比較例4	4	285	23	0.628	0.371	0.219	0.709	0.142	0.081
実施例 5	0	231	35	0.668	0.330	0.202	0.715	0.140	0.084
実施例 6	0	231	38	0.665	0.333	0.208	0.713	0.141	0.083
実施例 7	0	224	40	0.666	0.332	0.209	0.712	0.140	0.081

【0107】表1、表2及び図6から明らかなように、 近赤外線カット能及び電磁波シールドの為の低抵抗性に 優れる実施例1~7の本発明のディスプレイ用フィルタ ーを用いると、プラズマディスプレイパネル単体の発光 より色純度が優れ、NTSC方式で定められている色度 範囲に近くなるディスプレイが得られる。また実施例2 及び5~1のディスプレイ用フィルターを用いると、最 も問題とされている赤色発光が特に改善される。テトラ アザポルフィリン化合物を用いた実施例5~7のディス プレイ用フィルターは、赤色発光が改善されているのに 加え、プラズマディスプレイの輝度の低下量が実施例2 より少ない。比較例1~4のディスプレイ用フィルター は、近赤外線カット能及び電磁波シールドの為の低抵抗 性に優れるが、色度範囲はプラズマディスプレイパネル の発光を補正できず、同等かそれ以下の色再現範囲しか 有することができない。これらは、色純度の低下原因と なる発光を低減していない、または十分低減できないこ と、これらにより外光反射もあまり低減しないこと、ま た色純度を向上させるための発光波長ピークのシフトが できないこと、等による。 また同様の理由により、実 施例1~7の本発明のディスプレイ用フィルターを用い ると、著しく輝度を損なわずにコントラスト比を向上さ せることができることがわかる。比較例1~4のディス プレイ用フィルターを用いても、全体の発光輝度を低下 50

させることによるコントラスト比の向上のみで、十分な レベルではない。

【0108】また、本発明のディスプレイ用フィルター は低反射性に優れ、また、実施例3の本発明のディスプ レイ用フィルターにおいてはアンチニュートンリング層 により画面に密着させてもニュートンリングが発生しな かっので、視認性が劣らない、または、優れている。低 反射性であることは、コントラスト比の向上にも寄与し ている。面抵抗は、積層数が少なく、さらに銀ではなく 銀を含む合金を用いると上昇している。近赤外線の透過 率も同様に上昇しているが、実施例4の本発明のディス プレイ用フィルターは近赤外線吸収剤を併用しているた め積層数が少なく合金を用いていても近赤外線カット能 に優れている。さらにまた、本発明のディスプレイ用フ ィルターは、機能性透明層に各機能を持たせることによ って、透明導電層の耐候性・耐環境性及び/または耐擦 傷性に優れ、また、耐擦傷性及び/または防汚性及び/ または帯電防止性に優れている。実施例1~7のディス プレイ用フィルターは、80℃の空気中で200時間以上放 置しても、5000万1x・時間の可視光線を照射しても、顕 著な光学特性の変化は見られなかった。

[0109]

【発明の効果】以上の如く、本発明によれば、プラズマ ディスプレイ用フィルターとしてカラープラズマディス

プレイの発光色の色純度及びコントラストを向上させつ つ、輝度・視認性を著しく損なわない優れた透過特性、 透過率、可視光線反射率を有し、さらにまた、プラズマ ディスプレイから発生する、健康に害をなすといわれて いる電磁波を遮蔽する電磁波シールド能、及び、周辺電 子機器の誤操作をまねく近赤外線を遮断する近赤外線カ ット能を兼ね備え、さらにまた耐候性・耐環境性、帯電 防止性、耐擦傷性、防汚性に優れたディスプレイ用フィ ルターを提供できる。

39

【図面の簡単な説明】

本発明のディスプレイ用フィルターの一例を 示す平面図である。

【図2】 本発明のディスプレイ用フィルターの一例 (構成1) とその装着状態を示す断面図でる。

【図3】 本発明のディスプレイ用フィルターの一例

(構成2) とその装着状態を示す断面図でる。

【図4】 本発明のディスプレイ用フィルターの一例 (構成3) とその装着状態を示す断面図である。

本発明における透明導電層の一例(実施例 【図5】 1)を示す断面図である。

【図6】 NTSC方式で定められた色度を頂点とした 好適な色度範囲を示す三角形、プラズマディスプレイパ ネル(PDP)のRGB発光の色度を結んだPDPの色 再現範囲を示す三角形、実施例1~4の本発明のディス プレイ用フィルター及び比較例1~4のディスプレイ用 フィルターをプラズマディスプレイに設置したときのR GB発光の色度をCIEで定められた色度x-色度y座 標系にプロットした図である。

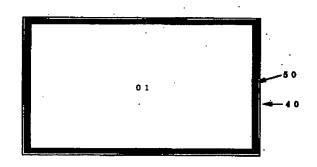
【図7】 NTSC方式で定められた色度を頂点とした 好適な色度範囲を示す三角形、プラズマディスプレイパ 30 91 帯電防止性、防汚性を有する反射防止膜 ネル(PDP)のRGB発光の色度を結んだPDPの色

再現範囲を示す三角形、実施例5~7の本発明のディス プレイ用フィルターをプラズマディスプレイに設置した ときのRGB発光の色度をCIEで定められた色度x-色度y座標系にプロットした図である。

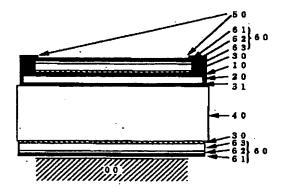
【符号の説明】

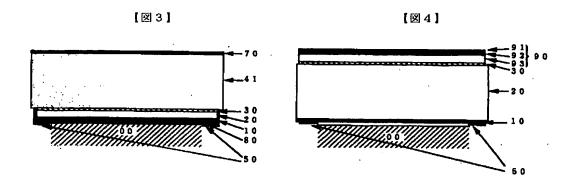
- 00 ディスプレイ画面
- 01 ディスプレイ用フィルターの透光部
- 10 透明導電層
- 11 高屈折率透明薄膜層
- 12 金属薄膜層 10
 - 20 透明基体(A)
 - 21 色素を含有する透明基体(A)(色素層)
 - 30 粘着材(E)
 - 31 色素を含有する粘着材(E)(色素層)
 - 40 透明支持体(D)
 - 41 色素を含有する透明支持体(D)(色素層)
 - 50 電極
 - 60 反射防止性、ハードコート性、ガスバリア性、帯 電防止性、防汚性を有する機能性透明層(F)
- 20 61 防汚性を有する反射防止膜
 - 62 帯電防止性を有するハードコート膜
 - 63 62、61が形成される透明な基材
 - 70 アンチグレア層(防眩性、ハードコート性を有す る機能性透明層(F))
 - 80 アンニュートンリング層(防眩性、アンチニュー トンリング性、ハードコート性を有する機能性透明層 (F))
 - 90 色素層である反射防止性、ハードコート性、帯電 防止性、防汚性を有する機能性透明層(F)
- - 92 色素を含有するハードコート膜

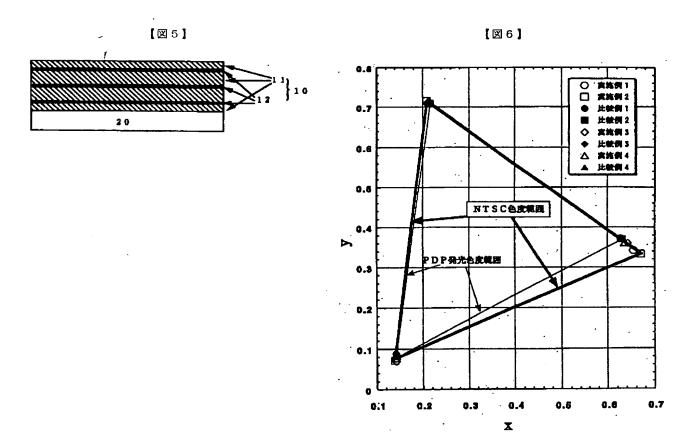
[図1]



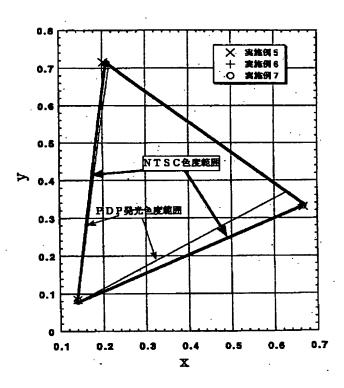
【図2】











フロントページの続き

(72) 発明者 福田 伸

千葉県袖ヶ浦市長浦580番地32 三井化学 株式会社内 (72) 発明者 西本 泰三

千葉県袖ヶ浦市長浦580番地32 三井化学

株式会社内

(72) 発明者 三沢 伝美

千葉県袖ヶ浦市長浦580番地32 三井化学

株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
\square image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
D BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.